明細書

光学活性四級アンモニウム塩、その製造法、並びにそれを用いた光学活性 α-アミノ酸誘導体の製造方法

技術分野

- [0001] 本発明は、軸不斉を有する新規な光学活性スピロ型四級アンモニウム塩及びその 製造方法、該塩を製造するための中間体及びその製造方法、並びに該塩を相間移 動触媒として使用し、立体選択的に医、農薬合成中間体として有用な光学活性 αー アミノ酸誘導体を製造する方法に関する。
- [0002] また本発明は、フッ素含有光学活性四級アンモニウム塩及びその製造方法、該塩を製造するための中間体及びその製造方法、並びに該塩を相間移動触媒として使用し、立体選択的に医、農薬合成中間体として有用な光学活性 α-アミノ酸誘導体を製造する方法及び該塩の回収方法に関する。更に詳しくは、本発明は、フッ素含有光学活性四級アンモニウム塩を、例えば、すべての水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤(すなわちフルオラス溶剤)を使用して回収する方法に関する。

[0003] 本発明の技術分野における背景技術として、例えば、下記式(15)

[0004] [化1]

背景技術

「0005」で示される光学活性スピロ型四級アンモニウム塩において、

 R^{12} =水素原子、 X^- =臭化物イオンである化合物(A)、

 R^{12} =フェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(B)、

 $R^{12} = \beta -$ ナフチル基、X =臭化物イオンである化合物(C)、

 $R^{12}=3$, 4, 5ートリフルオロフェニル基、 $X^-=$ 臭化物イオンである化合物(D)、

R¹²=3, 5-ビストリフルオロメチルフェニル基、X⁻=臭化物イオンである化合物(E)

 R^{12} =3,5-ビス(3,5-ビストリフルオロメチルフェニル)フェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(F)、

 R^{12} =3,5-ビスターシャリーブチルフェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(G)、

 R^{12} =3, 5-ビス(3, 5-ビスターシャリーブチルフェニル)フェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(H)

 $R^{12} = \beta -$ ナフチル基、 $X^- =$ チオシアン酸イオンである化合物(I)、

 $R^{12} = \beta -$ ナフチル基、 $X^- =$ 硫酸水素イオンである化合物(J)、

 R^{12} =3,5-ビストリフルオロメチルフェニル基、 X^- =チオシアン酸イオンである化合物(K)、

 R^{12} =3,5-ビストリフルオロメチルフェニル基、 X^- =硫酸水素イオンである化合物(L)、

 R^{12} =3, 4, 5-トリフルオロフェニル基、 X^- =チオシアン酸イオンである化合物(M)、

 R^{12} =3, 4, 5ートリフルオロフェニル基、X=硫酸水素イオンである化合物(N)、が知られている[例えば、化合物(A)~(D)について、特許文献1参照。化合物(E)、(F)について、非特許文献1参照。化合物(G)、(H)について、非特許文献2参照。化合物(I)~(N)について、特許文献2参照。]。

[0006] また、下記式(16)

[0007] [化2]

[0008] で示される光学活性スピロ型四級アンモニウム塩において、 R^{13} =水素原子、 X^- =臭化物イオンである化合物(O)、及び

 $R^{13} = \beta$ ーナフチル基、 X^- = 臭化物イオンである化合物(P)、が知られている[特許文献3参照]。

[0009] また、下記式(17)

[0010] [化3]

$$R^{14}$$
 R^{15}
 R^{14}
 R^{15}
 R^{16}

[0011] で示される光学活性スピロ型四級アンモニウム塩において、

 R^{14} = β ーナフチル基、 R^{15} = 水素原子、 X^- = 臭化物イオンである化合物(Q)、 R^{14} = 3,5ージフェニルフェニル基、 R^{15} = 水素原子、 X^- = 臭化物イオンである化合物(R)、及び

 R^{14} =3,5-ジフェニルフェニル基、 R^{15} =フェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(S)、

が知られている[特許文献3参照]。

[0012] また、下記式(18)

[0013] [化4]

[0014] で示される光学活性スピロ型四級アンモニウム塩において、

 $R^{16} = R^{17} = 7$ ェニル基、 $X^{-} =$ 臭化物イオンである化合物(T)、

 R^{16} =フェニル基、 R^{17} =水素原子、 X^{-} =臭化物イオンである化合物(U)、

 $R^{16}=R^{17}=3$, 5-ジフェニルフェニル基、 X^- =臭化物イオンである化合物(V)、が知られている「非特許文献3参照」。

- [0015] しかしながら、上記化合物(A)〜(V)の中には、例えば、化合物(D)のように、高い 反応性、立体選択性を有する化合物があるものの、左右の構造が異なるために、市 販の光学活性1,1ービー2ーナフトールを出発原料とした場合、その触媒合成工程数 が、13〜16工程必要である。
- [0016] また、下記式(19)において、
- [0017] [化5]

[0018] $R^{18} = R^{19} = フェニル基、X^-= 臭化物イオンである化合物(W)、及び <math>R^{18} = フェニル基、R^{19} = 水素原子、X^-= 臭化物イオンである化合物(X)、 <math>R^{18} = R^{19} = 3$,5-ジフェニルフェニル基、 X^- = 臭化物イオンである化合物(Y)、及 び

 R^{18} =3,5-ジフェニルフェニル基、 R^{19} =水素原子、 X^- =臭化物イオンである化合物(Z)

が知られている(例えば、非特許文献4参照)。これらは、左右のビナフチル部に同一のものを用いて合成する事が可能であり、触媒合成工程数が、8~11と短縮可能となった。

[0019] しかしながら、これらの触媒の性能の点では、例えば、非特許文献に示されたグリシン誘導体の不斉アルキル化反応において、基質によっては高い反応性及び90%以上の高い

選択性を示す事もあるものの、よう化エチル等の一部の基質では、反応性、選択性の低下が示されていた。

[0020] また、下記式(1)

[0021] [化6]

- [0022] に示される化合物において、芳香環上の置換基としては、水素原子又は炭素原子が結合した化合物しか知られていない。また、上記式(1)に示される化合物において、 芳香環上の置換基として、ケイ素原子が包含された化合物、更にはケイ素原子が式(1)の芳香環に直接結合した化合物は知られていない。
- [0023] ところで、光学活性四級アンモニウム塩を相間移動触媒として使用し、光学活性 α ーアミノ酸誘導体を製造した後の触媒回収方法として、分層後の水相を酸により中和 した後、有機溶剤を用いて抽出、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製をして 再利用する例が知られている(非特許文献5)。再利用時の触媒の活性は保持される が、触媒回収率は72%とあり、触媒調製が多工程であることから、触媒回収率向上 が課題となっている。また、工業化において、触媒回収方法の簡便化が望まれている
- [0024] より簡便な触媒回収方法を指向したものとして、例えば、光学活性 α-アミノ酸誘導体の製造における不斉相間移動触媒として有用な、光学活性アルカロイド(キニン、キニジン、シンコニン、シンコニジン)のいずれかのアンモニウム塩誘導体をポリスチレンやポリエチレングリコールなどの高分子との結合によって固定化させた下記式(20)

[0025] [化7]

- [0026] に示す物質が知られている(例えばAの部位に髙分子を導入した例として、非特許 文献6〜非特許文献8、またBの部位での同じ例として、非特許文献7、またCの部位 での同じ例として、非特許文献9)。
- [0027] しかしながら、これらは、高分子部位の導入によって選択性の大幅な低下が見られる場合があり(例えば、非特許文献9)、また90%ee以上の高い立体選択性を保持した高分子担持触媒でも、触媒回収後の再利用時の性能再現が確認されていない場合が多い(例えば、非特許文献7、8)。データとして明示されないが、再利用が可能であったという例が1例だけ知られているものの、この場合でも基質の種類を替えると選択性が大幅に低下する点が課題となっている(例えば、非特許文献6)。
- [0028] 一方、フッ素原子をC-F結合で分子骨格内に含有する光学活性四級アンモニウム塩として、アルカロイド誘導体としては、フッ素置換のベンジル基が導入された化合物が知られている(例えば、非特許文献10、11)。また、ビナフチル由来による軸不斉含有光学活性四級アンモニウム塩誘導体として、4ーフルオロフェニル基、3、4、5ートリフルオロフェニル基(以上、例えば、非特許文献12)、3、5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、又は3、5ービス(3、5ービス(トリフルオロメチル)フェニルトフェニル基(以上、例えば、非特許文献13)を置換基として有する光学活性アンモニウム触媒が知られている。
- [0029] しかしながら、これらは、いずれもフッ素原子が、ベンゼン環に1〜3置換されるか、トリフルオロメチル基が1〜8か所点在した形で存在しており、炭素数2以上で、すべての水素原子がフッ素原子で置換された置換基、すなわちパーフルオロ基として含有したものは知られていない。
- [0030] パーフルオロアルキル基を含有する光学活性な不斉触媒配位子としては、例えば

軸不斉含有ビナフトール誘導体(例えば、非特許文献14~18)、光学活性なサレン 誘導体(例えば、非特許文献19~22)、光学活性なエフェドリン誘導体(例えば、非 特許文献23)、光学活性アミノチオレート(例えば、非特許文献24)が知られている。 これらはいずれも本発明とは異なる光学活性化合物を合成する目的で使用され、一 部回収、再利用が検討されている。

[0031] しかしながら、化学量論量使用する不斉プロトン化剤(非特許文献14)の他は、いずれも酸素-金属間の結合、または錯体形成させることにより触媒調製する必要がある化合物であり、分子自身が不斉触媒として機能する、光学活性な有機分子触媒は知られていない。また特に、炭素数が2以上のパーフルオロアルキル基を含有する光学活性四級アンモニウム塩は知られていない。また、該塩を不斉触媒として用いた例、及び相間移動触媒として用いた例は知られていない。また、相間移動触媒を用いた反応が、有機相、水相、フルオラス相の3相系で実施された例は知られていない。更に、フルオラス溶剤を用いることにより、該塩を分離精製する、又は反応後の触媒含有混合物から触媒のみを回収する例も知られていない。このときに触媒である該塩をほぼ定量的に回収する例も知られていない。そして更に、フルオラス溶剤で分層回収された該塩を同一の反応に不斉触媒として再利用し、反応性、立体選択性における触媒性能の保持を実証した例も知られていない。

特許文献1:特開2001-48866号公報

特許文献2:特開2002-173492号公報

特許文献3:特開2002-326992号公報

非特許文献1:K. Maruoka et. al., Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4542-4544

非特許文献2:K. Maruoka et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5 79-582

非特許文献3:K. Maruoka et. al., Tetrahedron Lett. 2003, 44, 331 3-3316

非特許文献4:K. Maruoka et. al. Tetrahedron: Asymm. 2003, 14(1 2), 1599-1602

非特許文献5:K. Maruoka et. al., Tetrahedron Lett. 2000, 41, 833 9-8342

非特許文献6:R. Chinchilla et. al., Tetrahedron: Asymm., 2000, 1 1, 3277-3281

非特許文献7:D. Cahard et. al., Synthesis, 2001, 11, 1742-1746

非特許文献8:D. Cahard et. al., Tetrahedron: Asymm., 2001, 12, 983-986

非特許文献9:M. Benaglia et. al., Tetrahedron: Asymm., 2003, 14, 461-467

非特許文献10:H. G. Park et. al., Org. Lett., 2002, Vol. 4, No. 24, 4245-4248

非特許文献11:B. R. Cho et. al., J. Org. Chem., 1987, 52, 4752-475

非特許文献12:Keiji Maruoka et. al., J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 5139-5151

非特許文献13:K. Maruoka et. al., J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 20 54-2055

非特許文献14:S. Takeuchi et. al., Tetrahedron, 2000, 56, 351-356 非特許文献15:S. Takeuchi et. al., Tetrahedron, 2002, 58, 3963-396 9

非特許文献16:K. S. Chan et. al., Tetrahedron, 2002, 58, 3951-3961 非特許文献17:D. Sinou et. al., Tetrahedron: Asymm., 2002, 13, 1 449-1456

非特許文献18:D. Sinou et. al., Chem. Commun., 2001, 1220-12

非特許文献19:D. Sinou et. al., Tetrahedron, 2002, 58, 3971-397

非特許文献20:G. Pozzi et. al., Eur. J. Org. Chem., 1999, 1947-195

5

非特許文献21:G. Pozzi et. al., Chem. Commun., 2000, 2171-2172 非特許文献22:G. Pozzi et. al., Tetrahedron, 2002, 58, 3943-3949 非特許文献23:S. Takeuchi et. al., Tetrahedron, 2001, 57, 5565-557

非特許文献24:G. v. Koten et. al., Org. Lett., 1999, Vol. 1, No. 6, 8 53-855

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0032] 本発明は、上記背景技術に鑑みてなされたものであり、その目的は、
 - 1)グリシン誘導体の不斉アルキル化反応用の相間移動触媒として、90%ee以上の高い立体選択性を示し得る、新規の軸不斉含有スピロ型光学活性四級アンモニウム塩で、高選択性を発現できる基質適用範囲を拡大し得る立体規制用新規置換基を有するものを提供すること、更にはそのうちでも触媒合成工程数上有利な、スピロ骨格の各環が同一の構造を有する化合物を提供すること、
 - 2) 該塩類の製造方法を提供すること、
 - 3) 該塩を製造するための中間体及びその製造方法を提供すること、並びに
 - 4) 該塩を相間移動触媒として使用し、立体選択的に医、農薬合成中間体として有用な光学活性 αーアミノ酸誘導体を製造する方法を提供することであり、更には、
 - 5) グリシン誘導体の不斉アルキル化反応用の相間移動触媒として、90%ee以上の 高い立体選択性を示し得る、新規の光学活性四級アンモニウム塩で、反応後の回収 が容易であるものを提供すること、
 - 6)回収した該塩を再利用した場合に、触媒としての性能が保持できるような該塩を提供すること、
 - 7) 反応後に該塩を高収率で容易に回収、分離精製する方法を提供すること、
 - 8)該塩の製造方法を提供すること、
 - 9) 該塩を相間移動触媒として使用し、立体選択的に医、農薬合成中間体として有用

な光学活性αーアミノ酸誘導体を製造する方法を提供すること、

10)反応に利用後、回収した該塩を再利用し、触媒としての性能保持を実現すること、である。

課題を解決するための手段

- [0033] 本発明者は、上記の課題1)〜4)を解決するため鋭意検討を重ねた結果、ビナフ チル芳香環上の置換基として、新たにアルキル基又はアリール基で置換されたシリ ル基を導入した、軸不斉含有新規光学活性アンモニウム塩を見出した。
- [0034] また、本発明者は、上記の課題5)~10)を解決するため鋭意検討を重ねた結果、すべての水素原子がフッ素原子で置換されたパーフルオロ基を包含した軸不斉含有新規光学活性アンモニウム塩を見出し、これを不斉相間移動触媒として使用後、すべての水素原子がフッ素原子で置換されたフルオラス溶剤で抽出、再利用することができることを見出し、本発明を完成させるに至った。
- [0035] すなわち、本発明は、以下に示すとおりの、光学活性四級アンモニウム塩、その製造方法、それを用いた光学活性 α-アミノ酸誘導体の製造方法、並びに光学活性四級アンモニウム塩の回収方法である。

[0036] [1] 下記式(1a)で示される光学活性四級アンモニウム塩。

[0037] [化8]

[0038] [上記式(1a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数1~18のアルキニル基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭

素数5〜35のヘテロアラルキル基を表す。

[0039] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²のうち少なくとも一つは 下記式(2a)

[0040] [化9]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

- [0041] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。
- [0042] X⁻は、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、水酸化物イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、過塩素酸イオン、又はヘキサフルオロリン酸イオンを表す。 また、二つのビナフチル部における軸不斉の組み合せは(R, R)又は(S, S)を表

また、二つのビナフチル部における軸不斉の組み合せは(R, R)又は(S, S)を表す。]

- [0043] [2] 式(1a)において、R¹とR⁷、R³とR⁹、R⁴とR¹0、R⁵とR¹1、R⁶とR¹²が各々同一の置換基であり、R²とR⁸がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX¯がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、又は水酸化物イオンであることを特徴とする上記[1]に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [0044] [3] 式(1a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹¹、R¹²がいずれも水素原子であり、R²、R⁴、R⁸、R¹⁰がいずれも式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、又はpートルエンスルホン酸イオンであることを特徴とする上記[1]に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [0045] [4] 式(1a)において、 R^1 と R^7 、 R^3 と R^9 、 R^4 と R^{10} 、 R^5 と R^{11} 、 R^6 と R^{12} が各々同一の

WO 2005/007622 12 PCT/JP2004/010387

置換基であり、 R^2 と R^8 がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、Xが臭化物イオンであり、且つ式(2a)において、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} が各々独立して、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基,ec-ブチル基,ec-ブチル基,ec-ブチル基,ec-ブチル基、ec-

[0046] [5] 下記式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩。

[0047] [化10]

[0048] [上記式(1b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R²、R⁶、R²、R⁰、R¹¹、R¹²は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0049] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²のうち少なくとも一つは、 下記式(2b)、 [0050] [化11]

$$Pf(CH2)n (2b)$$

[0051] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[0052] [化12]

$$Pf(CH2)n Si - (2 c)$$

[0053] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0054] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、又は炭素数5~25のアラルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

[0055] X⁻は、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、水酸化物イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、過塩素酸イオン、又はヘキサフルオロリン酸イオンを表す。

また、二つのビナフチル部における軸不斉の組み合せは(R, R)又は(S, S)を表

す。]

[0056] [6] 式(1b)において、R¹とR¹、R³とR²、R⁴とR¹0、R⁵とR¹1、R⁶とR¹2が各々同一の置換基であり、R²とR²がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ョウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、又は水酸化物イオンであることを特徴とする上記[5]に記載の光学活性四級アンモニウム塩。

[0057] [7] 式(1b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹¹、R¹²がいずれも水素原子であり、R²、R⁴、R⁸、R¹⁰がいずれも式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、又はpートルエンスルホン酸イオンであることを特徴とする上記[5]に記載の光学活性四級アンモニウム塩。

[0058] [8] 式(1b)において、R¹とR⁷、R³とR⁹、R⁴とR¹⁰、R⁵とR¹¹、R⁶とR¹²が各々同一の 置換基であり、X⁻が臭化物イオンであり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R ¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn-オク チル基であることを特徴とする[5]に記載の光学活性四級アンモニウム塩。

[0059] [9] 下記式(3a)で示される光学活性ビナフチル化合物。

[0060] [化13]

[0061] [上記式(3a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は、各々独立して、水素原子、メチル基、 エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、 炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18 の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐し た若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリ ール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を WO 2005/007622 15 PCT/JP2004/010387

表す。

[0062] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0063] [化14]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

[0064] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

Xは、塩素原子、臭素原子、ョウ素原子、pートルエンスルホニルオキシ基を表す。また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を表す。]

- [0065] [10] 式(3a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[9]に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [0066] [11] 式(3a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、Xが臭素原子であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[9]に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [0067] 「12] 下記式(3b)で示される光学活性ビナフチル化合物。

[0068] [4k.15]

[0069] [上記式(3b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~18次素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0070] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2b)、

[0071] [化16]

$$Pf(CH2)n (2b)$$

[0072] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換 された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子が すべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のア ルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基 、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水 素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す WO 2005/007622 17 PCT/JP2004/010387

[0073] nは、0〜4までの整数を表す。) 及び/又は下記式(2c)

[0074] [化17]

$$R^{13}$$
 Pf(CH₂)_n—Si— (2 c)

[0075] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

- [0076] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。
- [0077] Xは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、又はpートルエンスルホニルオキシ基を表す。
- [0078] また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を表す。]
 [13] 式(3b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴
 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[12]に記載の 光学活性ビナフチル化合物。
- [0079] [14] 式(3b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、Xが臭素原子であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn-オクチル基であることを特徴とする上記[12]に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [0080] [15] 請求項9乃至請求項14のいずれかに記載の式(3a)又は(3b)で示される光 学活性ビナフチル化合物にアンモニアを反応させることを特徴とする、上記[1]乃至

[8]のいずれかに記載の式(1a)又は(1b)に示される、X⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、又はp--トルエンスルホン酸イオンである光学活性四級アンモニウム塩の製造方法。

[0081] [16] 下記式(4a)で示される光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。

[0082] [化18]

[0083] [上記式(4a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0084] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0085] [化19]

[0086] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)

WO 2005/007622 19 PCT/JP2004/010387

で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

[0087] [17] 式(4a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[16]に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。

[0088] [18] 式(4a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソプロピル基、マグフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[16]に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。

[0089] [19] 下記式(4b)で示される光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。

[0090] [化20]

$$R^4$$
 R^5
 R^6
 R^6

[0091] [上記式(4b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアカリールを、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基を表す。

WO 2005/007622 20 PCT/JP2004/010387

[0092] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0093] [化21]

$$Pf(CH_2)_n - (2b)$$

[0094] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換 された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子が すべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のア ルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基 、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水 素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す 。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[0095] [化22]

$$Pf(CH2)n Si (2 c)$$

[0096] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0097] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

[0098] [20] 式(4b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[19]に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。

- [0099] [21] 式(4b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、 R^{15} 、 R^{14} がともにメチル基であり、 R^{15} 、 R^{14} がともにメチル基であり、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15} では、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15} では、 R^{15} では、 R^{15} であり、 R^{15} では、 R^{15}
- [0100] [22] 上記[16]乃至[21]のいずれかに記載の式(4a)又は(4b)で示される光学 活性ビナフチルジヒドロキシル化合物に、ハロゲン源又はpートルエンスルホニルクロリドを反応させることを特徴とする、上記[9]乃至[14]のいずれかに記載の式(3a)又は(3b)で示される光学活性ビナフチル化合物の製造方法。

[0101] [23] 下記式(5a)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物。

[0102] [化23]

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{1} R^{5} R^{6} R^{6} R^{6} R^{5} R^{6} R^{7} R^{1} R^{3} R^{2} R^{1} R^{3} R^{2} R^{2} R^{3} R^{2}

- [0103] [上記式(5a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。
- [0104] 但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0105] [化24]

[0106] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0107] [24] 式(5a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[23]に記載の 光学活性ビナフチルジエステル化合物。
- [0108] [25] 式(5a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基,secーブチル基,tertーブチル基、nーオクチル基、フェニル基、からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[23]に記載の光学活性ビナフチルジエステル化合物。
- [0109] [26] 下記式(5b)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物。

[0110] [化25]

$$R^{4}$$
 R^{5}
 R^{6}
 R^{6

[0111] [上記式(5b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基を表す。

[0112] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0113] [化26]

[0114] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換 された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子が すべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のア ルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基 、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水 素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す 。nは、0~4までの整数を表す。)及び/又は下記式(2c)

[0115] [化27]

[0116] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0117] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0118] [27] 式(5b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[26]に記載の 光学活性ビナフチルジェステル化合物。
- [0119] [28] 式(5b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする上記[26]に記載の光学活性ビナフチルジェステル化合物。
- [0120] [29] 上記[23]乃至[28]のいずれかに記載の式(5a)又は(5b)で示される光学 活性ビナフチルジエステル化合物に、水素アニオンを反応させることを特徴とする上 記[16]乃至[21]のいずれかに記載の式(4a)又は(4b)で示される化合物の製造方法。
- [0121] [30] 下記式(6a)で示される光学活性ビナフチル化合物。

[0122] [化28]

[0123] [上記式(6a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0124] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0125] [化29]

$$R^{13}$$
 R^{14} —Si— (2 a)

- [0126] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。
- [0127] また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。] [31] 式(6a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且の R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[30]に記載の光学活性ビナフチル化合物。

- [0128] [32] 式(6a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[30]に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [0129] [33] 下記式(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物。
- [0130] [化30]

[0131] [上記式(6b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フ

ッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0132] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0133] [化31]

[0134] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換 された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子が すべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のア ルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基 、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水 素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す 。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[0135] [化32]

[0136] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0137] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

[0138] [34] 式(6b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴ がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[33]に記載の 光学活性ビナフチル化合物。

- [0139] [35] 式(6b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする上記[33]に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [0140] [36] 上記[30]乃至[35]のいずれかに記載の式(6a)又は(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物に、パラジウム触媒及び有機塩基の存在下、一酸化炭素及びメタノールを反応させることを特徴とする、上記[23]乃至[28]のいずれかに記載の式(5a)又は(5b)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物の製造方法。
- [0141] [37] 下記式(7a)で示される光学活性ビナフトール化合物。
- [0142] [化33]

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{1} R^{5} R^{6} R^{6} R^{6} R^{1} R^{3} R^{2} R^{1} R^{3} R^{2} R^{1}

[0143] [上記式(7a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0144] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0145] [化34]

[0146] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭

素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0147] [38] 式(7a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴ がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[37]に記載の 光学活性ビナフトール化合物。
- [0148] [39] 式(7a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[37]に記載の光学活性ビナフトール化合物。

[0149] [40] 下記式(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物。

[0150] [化35]

[0151] [上記式(7b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分

岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素 数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基 、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換さ れていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0152] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0153] [化36]

[0154] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[0155] [化37]

[0156] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0157] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラ

WO 2005/007622 31 PCT/JP2004/010387

ルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。) で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0158] [41] 式(7b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[40]に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [0159] [42] 式(7b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、 R^{15} がすべての水素原子がフッ素原子で置換された R^{14} がともにメチル基であることを特徴とする上記[40]に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [0160] [43] 上記[37]乃至[42]のいずれかに記載の式(7a)又は(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物に、トリフレート化剤を反応させることを特徴とする上記[30] 乃至[35]のいずれかに記載の式(6a)又は(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物の製造方法。
- [0161] [44] 下記式(8a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化 合物。
- [0162] [化38]

[0163] [上記式(8a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

WO 2005/007622 32 PCT/JP2004/010387

[0164] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a) [0165] [化39]

$$R^{13}$$
 R^{14} —Si— (2 a)

[0166] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0167] [45] 式(8a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴ がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[44]に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [0168] [46] 式(8a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基, secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする上記[44]に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [0169] [47] 下記式(8b)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化 合物。

WO 2005/007622 33 PCT/JP2004/010387

[0170] [化40]

[0171] [上記式(8b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0172] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0173] [化41]

[0174] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換 された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子が すべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のア ルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基 、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水 素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す 。nは、0〜4までの整数を表す。)及び/又は下記式(2c)

[0175] [化42]

$$Pf(CH2)n = Si - (2 c)$$

$$R14$$

[0176] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0177] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [0178] [48] 式(8b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴ がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする上記[47]に記載の 光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [0179] [49] 式(8b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn一オクチル基であることを特徴とする上記[47]に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [0180] [50] 上記[44]乃至[49]のいずれかに記載の式(8a)又は(8b)で示される光学 活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物に酸を作用させることを特徴とする 上記[37]乃至[42]のいずれかに記載の式(7a)又は(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物の製造方法。
- [0181] [51] 下記式(9a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化

合物。

[0182] [化43]

[0183] [上記式(9a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0184] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0185] [化44]

$$R^{13}$$
 R^{14} Si
 R^{15}
(2 a)

[0186] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

[0187] [52] 式(9a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であることを特徴とする上記[51]に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。

WO 2005/007622 36 PCT/JP2004/010387

[0188] [53] 上記[51]又は[52]に記載の式(9a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物にアルキルリチウムを作用させた後、引き続き下記式(1 0a)

[0189] [化45]

[0191] [54] 下記式(9b)

[0192] [化46]

[0193] [上記式(9b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよいエチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分

WO 2005/007622 37 PCT/JP2004/010387

岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の 直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素 数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基 、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換さ れていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0194] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[0195] [化47]

$$Pf(CH2)n (2 b)$$

[0196] (上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[0197] [化48]

$$Pf(CH2)n Si (2 c)$$

$$R14$$

[0198] (上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

[0199] R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラ

ルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基、又は上記式(2b)に示す置換基を表す。)

で示される置換基を表す。

[0200] また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。] で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物に、アルキルリチウムを作用させた後、引き続き下記式(10c)

[0201] [化49]

$$R^{13}$$
 Pf(CH₂)_n—Si—Cl (10c)

[0202] [上記式(10c)中、R¹³、R¹⁴、Pf、nは、Pfは炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルキニル基、炭素数5~20の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアリール基、炭素数5~25の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアリール基、炭素数5~25の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアラルキル基、炭素数5~25の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表し、R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキール基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基、又は上記式(2b)に示す置換基を表す。]

を作用させることを特徴とする請求項47乃至請求項49のいずれかに記載の式(8b) で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物の製造方法。

[0203] [55] 下記式(11a)

[0204] [化50]

[0205] [上記式(11a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、 エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3 ~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の 、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは 環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、 炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

[0206] 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[0207] [化51]

- [0208] (上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。
- [0209] また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。] で示される光学活性ビナフトール化合物に、酸捕捉剤の存在下又は塩基処理による ビナフトキシド形成後、クロロメチルメチルエーテルを作用させることを特徴とする上記[51]又は[52]に記載の式(9a)に示す光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエ

ーテル化合物の製造方法。

[0210] [56] 上記[1]乃至[8]のいずれかに記載の式(1a)又は(1b)で示される光学活 性四級アンモニウム塩の存在下、下記式(12)

[0211] [化52]

$$R^{16}$$
 R^{17}
 N
 A
 R^{18}
 (12)

- [0212] [上記式(12)中、R¹⁶、R¹⁷は水素原子、又はハロゲンで置換されていてもよい炭素数5~10のアリール基を表す。
- [0213] 但し、R¹⁶及びR¹⁷は同時に水素原子となることはない。
- [0214] R^{18} は炭素数1-6の直鎖の、分枝した又は環状のアルキル基を表す。
- [0215] Aは酸素原子、又は1つの水素原子と結合した窒素原子を示す。] で示されるグリシンエステル又はアミドのシッフ塩基を、下記式(13)
- [0216] [化53]

$$R^{19}$$
—Y

- [0217] [上記式(13)中、R¹⁹は炭素数1~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、又はハロゲン原子で核が1~15置換されていてもよい炭素数5~25のアラルキル基を表す。
- [0218] Yは、塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子を示す。] で示されるハロゲン化アルキルと無機塩基の存在下、二相の溶液中で反応させ、下記式(14)

[0219] [化54]

$$R^{16}$$
 R^{19} A R^{18} (14)

- [0220] [上記式(14)中、R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹、Aは上記と同じ定義である。また、*部の不斉 炭素の立体配置は(R)又は(S)を示す。] で示される化合物を立体選択的に製造する方法。
- [0221] [57] 水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤、有機溶剤、及び水の3相を含んでなる溶液中、反応を実施することを特徴とする上記[56]に記載の製造方法。
- [0222] [58] 有機溶剤、水、有機溶剤-水混合溶剤、及び/又は水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤を用い、請求項5乃至請求項8のいずれかに記載の式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の含有物から、式(1b)で示されるアンモニウム塩を分層することを特徴とする光学活性四級アンモニウム塩の回収方法。
- [0223] [59] 上記[5]乃至[8]のいずれかに記載の式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の存在下、上記[56]に記載の製造方法によって式(14)で示される化合物を製造した後、式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩を含有する反応混合物から、有機溶剤、水、有機溶剤-水混合溶剤、及び/又は水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤を用いて、式(1b)で示されるアンモニウム塩を分層することを特徴とする式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の回収方法。
- [0224] [60] フッ素原子で置換された有機溶剤として、水素原子がフッ素原子で置換されたへキサンを用いることを特徴とする上記[59]に記載の回収方法。 発明の効果
- [0225] 本発明の上記式(1a)で示される軸不斉含有スピロ型光学活性四級アンモニウム塩は、グリシン誘導体の不斉アルキル化反応用の相間移動触媒として、90%ee以上の高い立体選択性を示し、高選択性を発現できる基質適用範囲が広く、触媒合成工程数が少なく有利であり、該アンモニウム塩を相間移動触媒として使用した場合、立体

WO 2005/007622 42 PCT/JP2004/010387

選択的に医、農薬合成中間体として有用な光学活性 α-アミノ酸誘導体を製造できるため、本発明は工業的に極めて有用である。

[0226] また、本発明の上記式(1b)で示されるフッ素含有光学活性四級アンモニウム塩は、グリシン誘導体の不斉アルキル化反応用の軸不斉含有スピロ型相間移動触媒として有効であり、当該光学活性四級アンモニウム塩は製造、回収、精製が容易であり、再利用しても触媒活性が高いものであって、当該光学活性四級アンモニウム塩を相間移動触媒として使用した場合、立体選択的に医、農薬合成中間体として有用な光学活性 αーアミノ酸誘導体を製造することが出来、本発明は工業的に極めて有用である。

発明を実施するための最良の形態

- [0227] 以下、本発明を詳細に説明する。
- [0228] 本発明において、上記式(1a)に示される光学活性四級アンモニウム塩としては、上記定義に該当する化合物であればよく、特に限定するものではないが、R¹とR²、R³とR³、R⁴とR¹¹、R⁵とR¹¹、R⁶とR¹²が各々同一の置換基であり、且つR²とR®がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX¯がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、若しくは水酸化物イオンであるものが好ましい。これらのうちR¹、R³、R⁵、R⁶、R²、R³、R¹¹、R¹²がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴、R®、R¹⁰がいずれも上記式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX¯が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、若しくはpートルエンスルホン酸イオンであるものがより好ましく、更にこれらの中でも上記式(1a)において、X¯が臭化物イオンであり、且つ上記式(2a)におけるR¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。
- [0229] 上記式(1a)に示される化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)ナフチル}} }-2, 2'-ジメチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)ナフチル}}-2, 2'-ジメチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{

 $(R)-1, 1'-ビ-\{4, 6-ビス(トリプロピルシリル)ナフチル}\}-2, 2'-ジメチル]アン$ モニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリイソプロピルシリル) 4,6-ビス(トリブチルシリル)ナフチル}}-2,2'-ジメチル]アンモニウムブロミド、ス ピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6ービス(トリフェニルシリル)ナフチル}}-2, 2'ージ メチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルオ クチルシリル)ナフチル}}2,2'ージメチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ターシャリーブチルジメチルシリル)ナフチル}}-2, 2'-ジメ チル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルフェ ニルシリル)ナフチル}}-2,2'-ジメチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ターシャリーブチルジフェニルシリル)ナフチル}}-2. 2'-ジ メチル]アンモニウムブロミド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシ リル)ナフチル}}-2,2'-ジメチル]アンモニウムアイオダイド、スピロービス[{(R)-1 ,1'-ビー{4,6-ビス(トリメチルシリル)ナフチル}}-2,2'-ジメチル]アンモニウムク ロリド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)ナフチル}}-2, 2 'ージメチル]アンモニウムフルオリド、スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリ メチルシリル)ナフチル}}-2,2'-ジメチル]アンモニウムヒドロキシド、等が挙げられ 、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。

[0230] 本発明において、上記式(1b)に示される光学活性四級アンモニウム塩としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、上記式(1b)において、R¹とR²、R³とR³、R⁴とR¹0、R⁵とR¹1、R⁶とR¹2が各々同一の置換基であり、且つR²とR³がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、若しくは水酸化物イオンであるものが好ましい。これらの中でも上記式(1b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶、R²、R°、R¹1、R¹2がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴、R²、R¹がいずれも上記式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、若しくはpートルエンスルホン酸イ

オンであるものがより好ましく、更にこれらの中でも上記式(1b)において、X⁻が臭化

物イオンであり、且つ上記式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn-オクチル基である化合物が最も好ましい。

- [0231] 上記式(1b)に示される化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、ス ナフチルー2, 2'ージメチル}アンモニウムブロミド、スピロービス{(R)-1, 1'ービー[6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル]ナフチルー2.2'ージメチル}アン モニウムブロミド、スピロービス{(R)-1, 1'-ビー[4-(2-パーフルオロオクチルエチ ル)ジメチルシリルー6ー(2ーパーフルオロオクチル)エチル]ナフチルー2.2'ージメチ ν }アンモニウムブロミド、スピロービス $\{(R)-1, 1'-ビ-[4, 6-ビス((2-パーフルオ)]\}$ ロオクチルエチル)ジメチルシリル)]ナフチルー2,2'-ジメチル]アンモニウムブロミド 、スピロービス{(R)-1, 1'ービー[4, 6ービス(-トリス(2ーパーフルオロオクチルエチル)シリル)]ナフチル-2, 2'-ジメチル}アンモニウムブロミド、スピロ-ビス{(R)-1,1'-ビ-[4,6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル)]ナフ チルー2, 2'ージメチル}アンモニウムフルオリド、スピロービス{(R)-1, 1'ービー[4, 6 ービス((2ーパーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル)]ナフチルー2.2'ージメチ ル}アンモニウムクロリド、スピロービス{(R)-1, 1'-ビー[4, 6-ビス((2-パーフルオ ロオクチルエチル)ジメチルシリル)]ナフチル-2,2'-ジメチル}アンモニウムヨージド 、スピロービス{(R)-1, 1'-ビー[4, 6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメ チルシリル)]ナフチルー2, 2'ージメチル}アンモニウムヒドロキシド、スピロービス{(R) -1, 1'-ビ-[4, 6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル)]ナフチ ルー2, 2'ージメチル}アンモニウムー4ーメチルベンゼンスルホネート等が挙げられ、さ らにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0232] 本発明において、上記式(3a)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらのうち上記式(2a)において、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} が各々独立して、メチル基、エチル基、n-プロピル基、T-プロピル基、T-プロピル基、T-プロピル基、T-ブチル基、T-ブチル

基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-オクチル基及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。またXは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、p-トルエンスルホニルオキシ基である化合物が好ましく、臭素原子である化合物が特に好ましい。

- 本発明において、上記式(3a)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、特 [0233] に限定するものではないが、例えば、(R)-1,1'-ビー{2-ブロモメチル-4,6-ビス(トリメチルシリル)}ナフチル、 $(R)-1, 1'-ビ-\{2-ブロモメチル-4, 6-ビス(トリエチ$ ルシリル))ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-ブロモメチル-4,6-ビス(トリプロピルシリ ル)}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-ブロモメチル-4,6-ビス(トリイソプロピルシリル)}ナフチル、(R)-1, 1'-ビ-{2-ブロモメチル-4, 6-ビス(トリブチルシリル)}ナフ チル、(R)-1, 1'-ビー{2-ブロモメチル-4, 6-ビス(トリフェニルシリル)}ナフチル、 $(R)-1, 1'-\forall -\{2-\forall n=1, 1, 2-\forall n=1, 1, 2-\forall n=1, 1, 1, 2-\forall n=1, 1, 1, 2-\forall n=1, 1, 2-\forall n=1,$ ナフチル、 $(R)-1, 1'-ビ-\{2-ブロモメチル-4, 6-ビス(ジメチルフェニルシリル)\}$ ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ブロモメチル-4, 6-ビス(ターシャリーブチルジフェ (R) - (R)リル)}ナフチル、 $(R)-1, 1'-ビ-\{2-クロロメチル-4, 6-ビス(トリメチルシリル)}ナ$ フチル、 $(R)-1, 1'-ビ-\{2-ヨードメチル-4, 6-ビス(トリメチルシリル)\}ナフチル、$ 等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0234] 本発明において、上記式(3b)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましい。これらの中でも上記式(3b)において、Xが臭素原子であり、且つ上記式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基である化合物が特に好ましい。
- [0235] 本発明において、上記式(3b)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1, 1'-ビー{2-ブロモメチルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー

 $\{2$ -ブロモメチルー6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ブロモメチルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリルー6-(2-パーフルオロオクチル)エチル $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ブロモメチルー4, 6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル) $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ブロモメチルー4, 6-ビス[-トリス(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル] $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ブロモメチルー4, 6-ビス[(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル] $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ヨードメチルー4, 6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル] $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -ヨードメチルー4, 6-ビス((2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル) $\}$ +フチル、(R)-1, 1'-ビー $\{2$ -(4-メチルベンゼンスルホニルオキシ)メチルー $\{2$ -ビス $\{(2$ -パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル] $\}$ +フチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。

- [0236] 本発明において、上記式(1a)又は(1b)で示される化合物は、上記式(3a)又は(3b)で示される光学活性ビナフチル化合物にアンモニアを反応させることにより得ることができる。このとき、アンモニアとしては、通常10wt% 一飽和の、好ましくは20~28wt%のアンモニア水を用いても良い。また、溶剤として水又はこれに反応に不活性な有機溶剤を添加しても良い。また、このとき反応系を封管する等してアンモニアの減損を防止することが好ましい。アンモニアの使用量は基質に対して通常1~8当量、好ましくは2~5当量用い、反応温度は通常5℃~30℃で行い、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%で行い、反応時間は通常5~72時間で、好ましくは10~36時間で行えば、良好な収率で目的のアンモニウム塩を与える。
- [0237] 本発明において、上記式(4a)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらのうち、上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。
- [0238] 本発明において、上記式(4a)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物と

しては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) メチルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) エチルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) プロピルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) プロピルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) プロピルシリル-2-EF ロキシメチル)ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 6-EZ(P) プェニルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, $1'-E-\{4$, 1'-EZ(P) アルカクチルシリル)-2-EF ロキシメチル}ナフチル、(R)-1, 1'-EZ(P) の (R)-1, (R)-1,

- [0239] 本発明において、上記式(4b)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物としては、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且の R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらの中でも、上記式(2c)において、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn-オクチル基であり、nが2である化合物が最も好ましい。
- [0240] 本発明において、上記式(5)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物としては、具体的には、例えば、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー4-(2-パーフルオロオクチル)エチル)ジメチルシリルー6-(2-パーフルオロオクチル)エチル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー4,6-ビス[(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル]}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-ヒドロキシメチルー4,6-ビス[-トリス(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル]}ナフチル、等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0241] 本発明において、上記式(3a)又は(3b)に示される光学活性ビナフチル化合物は

WO 2005/007622 48 PCT/JP2004/010387

、例えば、ハロゲン化物を製造する場合には、上記式(4a)又は(4b)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物に、テトラヒドロフラン等の適当な溶剤中、トリフェニルホスフィン、及び四臭化炭素若しくは四塩化炭素等を反応させることにより得ることができる。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常−10℃~50℃、好ましくは通常10℃~30℃、反応時間は通常10分間~10時間、好ましくは1時間~5時間で行えば、良好な収率で目的のジハロゲン体を与える。また、例えば、スルホニルオキシ体を製造する場合には、上記式(4a)又は(4b)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物に、ジクロロメタン等の適当な溶剤中、トリエチルアミンなどの酸捕捉剤存在下、pートルエンスルホニルクロリド等を反応させることにより得ることができる。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常−40℃~20℃、好ましくは通常−10℃~10℃、反応時間は通常10分間~10時間、好ましくは1時間~5時間で行えば、良好な収率で目的のスルホニルオキシ体を与える。

- [0242] 本発明において、上記式(5a)に示される光学活性ビナフチルジェステル化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらのうち上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。
- [0243] 本発明において、上記式(5a)に示される光学活性ビナフチルジエステル化合物としては、具体的には、例えば、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリプロピルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリイソプロピルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリブチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリフェニルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(シメチルオクチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルオクチルシリル)-

2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ターシャリーブチルジメチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルフェニルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ターシャリーブチルジフェニルシ

リル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーで ある(S)体が挙げられる。

- [0244] 本発明において、上記式(5b)に示される光学活性ビナフチルジェステル化合物としては、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且の R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらの中でも、上記式(2c)において、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であり、nが2である化合物が特に好ましい。
- [0245] 本発明において、上記式(5b)に示される光学活性ビナフチルジエステル化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリルー6-(2-パーフルオロオクチル)エチル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー4, 6-ビス[(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル]}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-メトキシカルボニルー4, 6-ビス[-トリス(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル]}ナフチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0246] 本発明において、上記式(4a)又は(4b)に示される光学活性ビナフチルジヒドロキシ化合物は、例えば、上記式(5a)又は(5b)に示される光学活性ビナフチルジエステル化合物に、テトラヒドロフラン等の適当な溶剤中、LiAlH 等の水素アニオンを反応させることにより得られる。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~30wt%、反応温度は通常−20℃~30℃、好ましくは−10℃~10℃、反応時間は通常10分間~5時間、好ましくは20分~2時間で行えば、良好な収率で目的のジヒドロキシルメチル体を与える。

- [0247] 本発明において、上記式(6a)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であるものが好ましく、そのうち上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。
- [0248] 本発明において、上記式(6a)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリメチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリエチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリエチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリイソプロピルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリイソプロピルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリブチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(シメチルオクチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(ターシャリーブチルジメチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(ジメチルフェールシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(ジメチルフェニルシリル)-

2ートリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ターシャリーブチルジフェニルシリル)-2ートリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。

- [0249] 本発明において、上記式(6b)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且の R^2 、 R^4 がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましく、中でも上記式(2c)において、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であり、nが2である化合物が特に好ましい。
- [0250] 本発明において、上記式(6b)に示される光学活性ビナフチル化合物としては、具

- [0251] 本発明において、上記式(5a)又は(5b)に示される光学活性ビナフチル エステル化合物は、例えば、上記式(6a)又は(6b)に示される光学活性ビナフチル 化合物に、ジメチルスルホキシド等の適当な溶剤中、パラジウム触媒及び酸を捕捉 するためのジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基存在下、加圧してもよい一酸化 炭素雰囲気下、一酸化炭素及びメタノールを反応させることにより得られる。このとき 、溶液中の基質濃度は通常5~30wt%、反応圧力は通常1~30atm、好ましくは5 ~20atm、反応温度は通常室温~200℃、好ましくは80℃~130℃、反応時間は 通常24~72時間で行われる。このとき使用するパラジウム触媒は、0価のものを用い ても良いし、系内で2価のアセテート等から調製したものを用いても良く、使用量は基 質に対して通常5~20mol%用いる。またこのとき、塩基の使用量は基質に対して通 常2~8当量、好ましくは2.5~5当量使用し、また、メタノールの使用量は基質に対 して2~200当量、好ましくは10~50当量用いれば、良好な収率で目的のジェステ ル体を与える。
- [0252] 本発明において、上記式(7a)に示される光学活性ビナフトール化合物としては、 上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹、R³、R⁵、R⁶ がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基で あるものが好ましく、そのうち上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メ チル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、sec ーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる

置換基であるものが最も好ましい。

- [0253] 本発明において、上記式(7a)に示される光学活性ビナフトール化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリメチルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリエチルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリプロピルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{4,6-ビス(トリイソプロピルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル、(R)-1,1'-ビー
 - $\{4,6$ ービス(トリブチルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(R)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(シメチル (トリフェニルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(R)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(ジメチルオクチルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(R)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(ターシャリーブチルジメチルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(R)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(ジメチルフェニルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(R)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(ターシャリーブチルジフェニルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル、(B)ー1,1'ービー $\{4,6$ ービス(ターシャリーブチルジフェニルシリル)ー2ーヒドロキシ}ナフチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0254] 本発明において、上記式(7b)に示される光学活性ビナフトール化合物としては、R 1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらの中でも上記式(2c)において、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であり、nが2である化合物が最も好ましい。
- [0255] 本発明において、上記式(7b)に示される光学活性ビナフトール化合物としては、 具体的には、例えば、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシー4-(2-パーフルオロオクチル エチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシー6-(2-パーフル オロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリルー6-(2-パーフルオロオクチル)エ チル}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシー4, 6-ビス[(2-パーフルオロオクチル ルエチル)ジメチルシリル]}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{2-ヒドロキシー4, 6-ビス[-トリス(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル]}ナフチル等が挙げられ、さらにその エナンチオマーである(S)体が挙げられる。

- [0256] 本発明の上記式(6a)又は(6b)に示される光学活性ビナフチル化合物は、例えば、上記式(7a)又は(7b)に示される光学活性ビナフトール化合物に、ジクロルメタン等の反応に不活性な溶剤中、トリエチルアミン等の有機塩基存在下、トリフルオロメタンスルホン酸無水物やトリフルオロメタンスルホニルクロリド等のトリフレート化剤を反応させることにより得られる。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~30wt%、反応温度は通常−78℃~室温、反応時間は通常30分間~3時間で行えば、良好な収率で目的のジトリフレート体を与える。
- [0257] 本発明において、上記式(8a)に示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であるものが好ましく、そのうち上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが最も好ましい。
- [0258] 本発明において、上記式(8a)に示される光学活性ビナフチルジエーテル化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリプロピルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリプロピルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリイソプロピルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリブチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリフェニルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ダーシャリーブチルジチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルフェニルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ダーシャリーブチルブローブチルジフェニルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル、(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ダーシャリーブチルジフェニルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0259] 本発明において、上記式(8b)に示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエ

ーテル化合物としては、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であるものが好ましい。それらの中でも、上記式(2c)において、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn—オクチル基であり、nが2である化合物が最も好ましい。

- [0260] 本発明において、上記式(8b)に示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、(R)-1,1'-ビー{2 -メトキシメトキシー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-メトキシメトキシー6-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-メトキシメトキシー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-メトキシメトキシー4-(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリルー6-(2-パーフルオロオクチル)エチル}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-メトキシメトキシー4,6-ビス[(2-パーフルオロオクチルエチル)ジメチルシリル]}ナフチル、(R)-1,1'-ビー{2-メトキシメトキシー4,6-ビス[-トリス(2-パーフルオロオクチルエチル)シリル]}ナフチル、等が挙げられ、さらにそのエナンチオマーである(S)体が挙げられる。
- [0261] 本発明において、上記式(7a)又は(7b)に示される光学活性ビナフトール化合物は、例えば、上記式(8a)又は(8b)に示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物に、ジクロロメタンやメタノール等の適当な溶剤中または混合溶剤中、pートルエンスルホン酸等の有機酸を反応させることにより得られる。このとき、有機酸の基質に対する使用量は、2~3当量が好ましく、溶液中の基質濃度は通常5~2のせ%、反応温度は通常10℃~80℃、好ましくは30℃~60℃、反応時間は通常2の分間~48時間、好ましくは2時間~24時間で行えば、良好な収率で目的のビナフトール体を与える。
- [0262] 本発明において、上記式(8a)に示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物は、例えば、上記式(9a)に示される光学活性ビナフチルジエーテル化合物に、テトラヒドロフラン等の適当な溶剤中、ブチルリチウム等を反応させ、臭素原子をリチウム原子に交換させた後、上記式(10a)に示されるシリルクロリド、下記式(10b)

[0263] [化55]

Pf(CH₂)_n—CI

(10b)

- [0264] (上記式(10b)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。) で示される化合物、又は上記式(10c)に示されるシリルクロリドを反応させることにより 得られる。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常−1 00℃~−50℃、好ましくは−85℃~−75℃、アルキルリチウムの当量は、基質に対して8~12当量、反応時間は通常20分間~3時間、好ましくは30分間~2時間で行えば、目的のリチオ体を与え、更にこれにアルキルシリルクロリドを基質に対して4~8 当量を同温にて添加し、反応温度は通常−80℃~30℃、好ましくは0℃~室温、反応時間は通常20分間~2時間、好ましくは30分間~1時間で行えば、良好な収率で目的物を与える。
- [0265] 本発明において、上記式(9a)又は(9b)に示されるビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物としては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 が水素原子であるものが好ましい。
- [0266] 本発明において、上記式(10a)に示されるシリルクロリドとしては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基,s ecーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であるものが特に好ましい。
- [0267] 本発明において、上記式(10c)に示されるシリルクロリドとしては、上記定義に該当する化合物であれば特に限定するものではないが、上記式(2c)において、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であり、nが2である化合物が特に好ましい。
- [0268] 本発明において、上記式(9a)に示される化合物は、例えば上記式(11a)に示される化合物に、テトラヒドロフラン等の溶剤中、水素化ナトリウム等を作用させ、アルコキシドとした後、クロロメチルメチルエーテルを添加する事によって得る事が出来る。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常-40℃~室温、好

ましくは-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$

- [0269] 本発明において、上記式(9b)に示される化合物は、対応するビナフトール体にテトラヒドロフラン等の溶剤中、水素化ナトリウム等を作用させ、アルコキシドとした後、クロロメチルメチルエーテルを添加する事によって得る事が出来る。このとき、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常−40℃~室温、好ましくは−10℃~0℃、反応時間は通常20分間~3時間、好ましくは30分間~2時間で行えば、目的物を良好な収率で与える。
- [0270] 本発明において、上記式(1a)又は(1b)に示される光学活性四級アンモニウム塩は、不斉相間移動触媒として使用される。
- [0271] 例えば、上記式(1a)又は(1b)に示される光学活性四級アンモニウム塩を相間移動触媒として、上記式(12)に示されるグリシンエステルのシッフ塩基を、2相の溶剤中で、上記式(13)に示されるハロゲン化アルキルと不斉アルキル化反応させ、上記式(14)に示される化合物を立体選択的に製造する方法においては、溶剤はトルエン等の水と混和しない炭化水素系溶剤と、水酸化カリウム、水酸化セシウム等のアルカリ金属を40~60wt%含む水溶液の5:1~1:3混合液、好ましくは5:1~1:1混合液を用い、溶液中の基質濃度は通常5~20wt%、反応温度は通常−40℃~10℃、好ましくは−25℃~5℃、反応時間は通常1時間~200時間、好ましくは5時間~180時間で行われる。このとき使用する相間移動触媒の使用量は基質に対して0.5~2m

[0272] また、上記製造方法において、相間移動触媒として、上記式(1a)又は(1b)に示される光学活性四級アンモニウム塩を用いれば、触媒の軸不斉が(R,R)体のものを用いたときには、上記式(16)で示される生成物は(S)体を与え、逆に(S,S)体の触媒を用いたときには、生成物は(R)体を与える。

- [0273] 本発明においては、水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤、有機溶剤、及び水の3相を含んでなる溶液中で、上記の反応を行うことができる。このとき使用する、水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤としては、例えば、パーフルオロヘキサン、パーフルオロメチルシクロヘキサン等のパーフルオロ化されたアルカン類、シクロアルカン類等のフルオラス溶剤が挙げられ、使用する有機溶剤に対する容積比で0.1~1.0倍量添加した条件で行うことができる。
- [0274] 本発明においては、反応後に、触媒として使用した上記式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩を回収することができる。
- [0275] 本発明において回収方法としては、特に限定するものではないが、例えば、有機溶剤、水、有機溶剤ー水混合溶剤、及び/又は水素がフッ素原子で置換された有機溶剤を用い、上記式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の含有物(例えば、上記反応の反応液)から、当該アンモニウム塩を分層することにより、容易に回収することができる。必要であれば、反応液を、水及びトルエン等の有機溶剤を用いて希釈した後、例えば、パーフルオロヘキサン、パーフルオロメチルシクロヘキサン等のパーフルオロ化されたアルカン類、シクロアルカン類等のフルオラス溶剤を用いて分層することにより、フルオラス相から触媒のみを高収率で回収することができる。
- [0276] 本発明において、回収した触媒の精製は、フルオラス溶液からフルオラス溶剤を留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した後、ジクロロメタン/メタノール混合溶剤など極性の比較的高い有機溶剤で溶出する事で精製可能である。また、フルオラス溶剤を濃縮した粗回収物をそのまま再反応用の触媒として用いる事も可能である。

実施例

- [0277] 以下、上記式(1a)で示される軸不斉含有スピロ型光学活性四級アンモニウム塩に関して、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
- [0278] 実施例1 (R)-1, 1'-ビー(4, 6-ジブロモー2-メトキシメトキシ)ナフチル(2)の合成

[0279] [化56]

[0280] アルゴン雰囲気下、化合物1(6.02g, 10mmol)のテトラヒドロフラン溶液(50mL) へ、60%水素化ナトリウム(0.880g, 22mmol)を0℃で加え10分間攪拌した。ついで、クロロメチルメチルエーテル(1.67mL, 22mmol)を0℃で加えた後、反応混合物を室温まで昇温し、1時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、得られた白色固体にヘキサン(30mL)を加え、これを濾過することで、化合物2(6.90g, 10mmol)を定量的に得た。

[0281] ¹H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 43(2H, d, J=2. 4Hz, Ar-H), 7. 94(2 H, s, Ar-H), 7. 33(2H, dd, J=2. 4Hz, 9. 2Hz, Ar-H), 6. 96(2H, d, J=9. 2Hz, Ar-H), 5. 07(2H, d, J=7. 2Hz, Ar-OCH₂), 4. 98(2H, d, J=7. 2Hz, Ar-OCH₃), 3. 20(6H, s, OCH₃).

[0282] 実施例2〜実施例6 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリアルキルシリル)-2-メトキシ メトキシ}ナフチル(3a〜3e)の合成

[0283] [化57]

[0284] アルゴン雰囲気下、化合物2(0. 207g, 0. 30mmol)のテトラヒドロフラン溶液(10 mL)へ、1. 40M tert-ブチルリチウム溶液(1. 93mL, 2. 7mmol)を-78℃で滴

下し15分間攪拌した。ついで、対応するトリアルキルクロロシラン(1.80mmol)を-78℃で加えた後、反応混合物を室温まで昇温し、4時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し、化合物3a~3eを60-85%の収率で得た。

[0285] 実施例2〜実施例6の生成物の化合物データを以下に記す。

[0286] <実施例2の生成物(化合物3a)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 29(2H, s, Ar-H), 7. 72(2H, s, Ar-H), 7. 31(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 16(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 03(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 4. 95(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 3. 15(6H, s, OCH₃), 0. 55(18H, s, SiCH₃), 0. 27(18H, s, SiCH₃).

[0287] <実施例3の生成物(化合物3b)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2ーメトキシメトキシ}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 24(2H, s, Ar-H), 7. 67(2H, s, Ar-H), 7. 31(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 19(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 04(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 4. 91(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 2. 97(6H, s, OCH₃), 1. 40-0. 80(60H, m, SiCH₂CH₃).

[0288] <実施例4の生成物(化合物3c)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリブチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 25(2H, s, Ar-H), 7. 64(2H, s, Ar-H), 7. 31(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 21(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 04(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 4. 89(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 2. 89(6H, s, OCH₃), 1. 39-0. 80(108H, m, SiCH₂CH₂CH₂CH₃).

[0289] <実施例5の生成物(化合物3d)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルフェニルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 05(2H, s, Ar-H), 7. 33(2H, s, Ar-

H), 7. 59-7. 28(22H, m, Ar-H), 7. 10(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 97 (2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 4. 88(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH₂), 3. 0 4(6H, s, OCH₃), 0. 67(12H, s, SiCH₃), 0. 41(12H, s, SiCH₃).

[0290] <実施例6の生成物(化合物3e)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルオクチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 27(2H, s, Ar-H), 7. 70(2H, s, Ar-H), 7. 30(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 16(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 03(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH $_{2}$), 4. 93(2H, d, J=6. 4Hz, Ar-OCH $_{2}$), 3. 09(6H, s, OCH $_{3}$), 1. 45-0. 72(68H, m, SiC $_{3}$ H $_{17}$), 0. 48(12H, s, SiCH $_{3}$), 0. 27(12H, s, SiCH $_{3}$).

[0291] 実施例7 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル(4b)の合成

[0292] [化58]

[0293] 化合物3b(0.30mmol)のジクロロメタン(10mL)及びメタノール(10mL)溶液へ、pートルエンスルホン酸一水和物(0.114g, 0.60mmol)を室温で加え、50℃で24時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮し、化合物4bを定量的収率で得た。

[0294] 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 28(2H, s, Ar-H), 7. 54(2H, s, Ar-H), 7. 39(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 29(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 99(2H, s, OH), 1. 11-0. 80(60H, m, SiCH $_{2}$ CH $_{3}$).

実施例8〜実施例11 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリアルキルシリル)-2-ヒドロ

キシ}ナフチル(4a, 4c, 4d, 4e)の合成

[0295] [化59]

[0296] 出発原料として、化合物3bの代わりに化合物3a, 3c, 3d, 3eのいずれかを用いる 事以外は実施例7に記載の方法と同じ方法により、化合物4a, 4c, 4d, 4eをいずれ も定量的収率で得た。

[0297] 実施例12 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-トリフルオロメタンス ルフォニル}ナフチル(5b)の合成

[0298] [化60]

[0299] アルゴン雰囲気下、化合物4b(3.70mmol)のジクロロメタン溶液(25mL)へ、トリエチルアミン(11.1mmol)を加えた後、-78℃まで冷却した。次いでトリフルオロメタンスルホン酸無水物(11.1mmol)を滴下し、反応混合物を室温まで昇温して1時間攪拌した。反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/へキサン混合溶媒で溶出し化合物5bを定量的収率で得た。

[0300] 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 35(2H, s, Ar-H), 7. 71(2H, s, Ar-H), 7. 47(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 30(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H)

WO 2005/007622 62 PCT/JP2004/010387

H), 1. 11-0. 85(60H, m, SiCH₂CH₃).

実施例13〜実施例16 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリアルキルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル(5a, 5c, 5d, 5e)の合成

[0301] [化61]

- [0302] 出発原料として、化合物4bの代わりに化合物4a, 4c, 4d, 4eのいずれかを用いる 事以外は実施例12に記載の方法と同じ方法により、化合物5a, 5c, 5d, 5eをいず れも定量的収率で得た。
- [0303] 実施例17〜実施例21 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリアルキルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル(6a〜6e)の合成

[0304] [化62]

[0305] アルゴン雰囲気下、化合物5a-5eのうちいずれか1種類(0.70mmol)、Pd(OAc)₂(15mol%)、dppp(16.5mol%)に、iPr₂NEt(0.51mL)、MeOH(1.0mL)、DMSO(2.0mL)を加えた後、反応容器をCO雰囲気下15atmに加圧し、100℃にて24時間攪拌した。反応混合物を水にあけ酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し化合物6a〜6eを、58〜80

%の収率で得た。

[0306] 実施例17〜実施例21の生成物の化合物データを以下に記す。

[0307] <実施例17の生成物(化合物6a)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6ービス(トリメチルシリル)-2ーメトキシカルボニル}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 34(2H, s, Ar-H), 8. 33(2H, s, Ar-H), 7. 31(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 03(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 53(6H, s, CO $_{2}$ CH $_{3}$), 0. 57(18H, s, SiCH $_{3}$), 0. 30(18H, s, SiCH $_{3}$).

[0308] <実施例18の生成物(化合物6b)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 31(2H, s, Ar-H), 8. 28(2H, s, Ar-H), 7. 32(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 11(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 32(6H, s, CO $_{2}$ CH $_{3}$), 1. 12-0. 82(60H, m, SiCH $_{2}$ CH $_{3}$).

[0309] <実施例19の生成物(化合物6c)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリブチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 32(2H, s, Ar-H), 8. 27(2H, s, Ar-H), 7. 32(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 13(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 27(6H, s, CO $_{2}$ CH $_{3}$), 1. 38-0. 81(108H, m, SiCH $_{2}$ CH $_{2}$ CH $_{3}$ CH $_{3}$ CH.

[0310] <実施例20の生成物(化合物6d)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(ジメチルフェニルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 40(2H, s, Ar-H), 8. 11(2H, s, Ar-H), 7. 52(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 38-7. 22(20H, m, Ar-H), 7. 10(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 49(6H, s, CO $_{2}$ CH $_{3}$), 0. 70(12H, s, SiCH $_{3}$), 0. 37(12H, s, SiCH $_{3}$).

[0311] <実施例21の生成物(化合物6e)>

(R)-1, 1'-ビー{4, 6ービス(ジメチルオクチルシリル)-2ーメトキシカルボニル}ナフチル: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 33(2H, s, Ar-H), 8. 30(2H, s, Ar-H), 7. 29(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 04(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 47(6H, s, CO CH $_{3}$), 1. 43-0. 75(68H, m, SiC H $_{12}$), 0. 55(

12H, s, SiCH₃), 0. 28(12H, s, SiCH₃).

[0312] 実施例22 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-ヒドロキシメチル}ナフチル(7b)の合成

[0313] [化63]

- [0314] アルゴン雰囲気下、LiAlH (1.30mmol)のテトラヒドロフラン溶液に、化合物6b(0.44mmol)を0℃で加えた後、1時間攪拌した。反応混合物をMeOH、次いで飽和塩化アンモニウム水溶液で失活させ、ジエチルエーテルにて抽出した。無水硫酸ナトリウムにて乾燥した後、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し化合物7bを定量的収率で得た。
- [0315] $^{1}\text{H-NMR}(400\text{MHz}, \text{CDCl}_{3}) \sigma$ 8. 31 (2H, s, Ar-H), 7. 84 (2H, s, Ar-H), 7. 32 (2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 05 (2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 42 (2H, d, J=11. 6Hz, ArCH₂), 4. 16 (2H, d, J=11. 6Hz, ArCH₂), 2. 86 (2H, br s, OH), 1. 13-0. 80 (60H, m, SiCH₂CH₃).
- [0316] 実施例23〜実施例26 (R)-1, 1'-ビー{4, 6ービス(トリアルキルシリル)-2ーヒドロキシメチル}ナフチル(7a, 7c, 7d, 7e)の合成

[0317] [化64]

- [0318] 出発原料として、化合物6bの代わりに化合物6a, 6c, 6d, 6eのいずれかを用いる 事以外は実施例22に記載の方法と同じ方法により、化合物7a, 7c, 7d, 7eをいず れも定量的収率で得た。
- [0319] 実施例27 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリエチルシリル)-2-ブロモメチル}ナフ チル(8b)の合成

[0320] [化65]

- [0321] 化合物7b(0.20mmol)のテトラヒドロフラン溶液(10mL)へ、トリフェニルホスフィン(0.315g, 1.2mmol)及び四臭化炭素(0.398g, 1.2mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン溶媒で溶出し、化合物8bを定量的収率で得た。
- [0322] ¹H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 28(2H, s, Ar-H), 7. 87(2H, s, Ar-H), 7. 34(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 06(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 24(4H, s, ArCH₂), 1. 13-0. 80(60H, m, SiCH₂CH₃).
- [0323] 実施例28〜実施例31 (R)-1, 1'-ビー{4,6-ビス(トリアルキルシリル)-2-ブロ

モメチル}ナフチル(8a, 8c, 8d, 8e)の合成

[0324] [化66]

[0325] 出発原料として、化合物7bの代わりに化合物7a, 7c, 7d, 7eのいずれかを用いる 事以外は実施例27に記載の方法と同じ方法により、化合物8a, 8c, 8d, 8eをいず れも定量的収率で得た。

66

[0326] 実施例32〜実施例36 スピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6ービス(トリメチルシリル)ナフチル}}2, 2'ージメチル]アンモニウムブロミド、(9a-9e)の合成

[0327] [化67]

- [0328] 化合物8a~8eのうちいずれか1種類(3.15mmol)に、28%アンモニア水(0.77 mL, 12.6mmol)、アセトニトリル(5mL)を加えた後、封管し、反応容器を還流下2 4時間攪拌した。反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジクロロメタン/メタノール混合溶媒で溶出し化合物9a~9eを、25~65%の収率で得た。
- [0329] 実施例32〜実施例36の生成物の化合物データを以下に記す。
- [0330] <実施例32の生成物(化合物9a)> スピロービス[{(R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(トリメチルシリル)ナフチル}}-2, 2'-ジ

メチル]アンモニウムブロミド: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 50(4H, s, Ar-H), 7. 80(4H, s, Ar-H), 7. 44(4H, d, J=8. 8Hz, Ar-H), 7. 30(4H, d, J=8. 8Hz, Ar-H), 4. 46(4H, d, J=14. 0Hz, ArCH $_{2}$), 4. 10(4H, d, J=14. 0Hz, ArCH $_{2}$), 0. 73(36H, s, SiCH $_{3}$), 0. 36(36H, s, SiCH $_{3}$).

[0331] <実施例33の生成物(化合物9b)>

スピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6ービス(トリエチルシリル) ナフチル}}-2, 2'ージメチル]アンモニウムブロミド: 1 HーNMR(400MHz, CDCl $_{_{3}}$) σ 8. 48(4H, s, A rーH), 7. 91(4H, s, ArーH), 7. 43(4H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, ArーH), 7. 25(4H, d, J=8. 4Hz, ArーH), 4. 38(4H, d, J=13. 2Hz, ArCH $_{_{2}}$), 4. 08(4 H, d, J=13. 2Hz, ArCH $_{_{2}}$), 1. 32-0. 85(120H, m, SiCH $_{_{2}}$ CH $_{_{3}}$).

[0332] <実施例34の生成物(化合物9c)>

スピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6ービス(トリブチルシリル)ナフチル}}-2, 2'ージメチル]アンモニウムブロミド: 1 HーNMR(400MHz, CDCl $_{_{3}}$) σ 8. 47(4H, s, A rーH), 7. 85(4H, s, ArーH), 7. 36(4H, d, J=8. 4Hz, ArーH), 7. 13(4H, d, J=8. 4Hz, ArーH), 4. 39(4H, d, J=13. 6Hz, ArCH $_{_{2}}$), 4. 15(4H, d, J=13. 6Hz, ArCH $_{_{2}}$), 1. 43-0. 85(108H, m, SiCH $_{_{2}}$ CH $_{_{2}}$ CH $_{_{2}}$ CH $_{_{3}}$).

[0333] <実施例35の生成物(化合物9d)>

スピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6ービス(ジメチルフェニルシリル) ナフチル}}-2 , 2'ージメチル]アンモニウムブロミド: ¹HーNMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 23(4H , s, ArーH), 8. 18(4H, s, ArーH), 7. 57-7. 21(48H, m, ArーH), 4. 61(4H , d, J=13. 6Hz, ArCH₂), 4. 27(4H, d, J=13. 6Hz, ArCH₂), 0. 81(12H, s, SiCH₃), 0. 74(12H, s, SiCH₃), 0. 39(12H, s, SiCH₃), 0. 38(12H, s, SiCH₃).

[0334] <実施例36の生成物(化合物9e)>

スピロービス[{(R)-1, 1'ービー{4, 6-ビス(ジメチルオクチルシリル)ナフチル}}-2 , 2'ージメチル]アンモニウムブロミド: 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 47(4H , s, Ar-H), 7. 96(4H, s, Ar-H), 7. 41(4H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 26(4H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 43(4H, d, J=13. 2Hz, ArCH $_{3}$), 4. 11(4H,

d, J=13. 2Hz, ArCH₂), 1. 53-0. 80(136H, m, SiC₈H₁₇), 0. 73(12H, s, SiCH₃), 0. 70(12H, s, SiCH₃), 0. 35(12H, s, SiCH₃), 0. 34(12H, s, SiCH₄).

[0335] 実施例37〜実施例52 化合物(9a)〜化合物(9e)を光学活性相間移動触媒として用いた不斉アルキル化反応

[0336] [化68]

[0337] 式(12)の化合物10(0.5mmol)、相間移動触媒[化合物(9a)、化合物(9b)、化合物(9c)、化合物(9d)、化合物(9e)中のいずれか一種類](0.05mmol)、トルエン(3.3mL)、及び50%水酸化カリウム水溶液(1.0mL)の混合物に、表1中のR-Yで示される式(13)の化合物11(0.6mmol)を0℃で滴下し、同温にて攪拌した後、混合物を水にあけた。エーテルにて抽出後、抽出液を飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムにて乾燥後に、減圧濃縮をおこなった。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーに付し、式(14)のアルキル化化合物12を得た。各

[0338] 尚、各反応生成物の光学純度は、J. Am. Chem. Soc. 1999, Vol. 121, No. 2 7,6519-6520に記載の方法に従って決定した。

相間移動触媒、及び各アルキル化剤を適用したときの結果を表1にあわせて示した。

[0339] [表1]

_					
実施例	R – Y	Cat.	Time [h]	Yield [%]	E e [%]
3 7	PhCH ₂ Br	9 e	1 7 2	9 6	9 9
3 8	n	9 d	2 6	9 8	9 8
3 9	"	9 с	5 0	9 2	9 9
4 0	n	9 b	6	9 7	9 7
4 1	n	9 a	9 6	6 0	9 2
4 2	MeI	9 e	1 4	9 2	9 3
4 3	n	9 d	1 6	9 2	9 2
4 4	"	9 c	1 0	9 3	8 8
4 5	"	9 b	2 2	9 0	8 9
4 6	n	9 a	1 0	9 2	9 2
4 7	$CH_2 = CHCH_2Br$	9 e	9 6	9 8	9 8
4 8	$HC \equiv CCH_2Br$	9 e	3 2	9 6	9 9
4 9	E t I	9 e	1 0	8 7	9 8
5 0	HexI	9 e	1 0	8 1	9 7
5 1	i Pr - I	9 e	1 5	7 0	9 5
5 2	cPent-I	9 e	1 5	7 5	9 6

- [0340] 次に、以下、上記式(1b)で示されるフッ素含有光学活性四級アンモニウム塩に関して、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
- [0341] 実施例53 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-メトキシメトキシ}ナフチル(3)の合成

WO 2005/007622 70 PCT/JP2004/010387

[0342] [化69]

- [0343] アルゴン雰囲気下、化合物2(0. 207g, 0. 30mmol)のテトラヒドロフラン溶液(10 mL)へ、1. 40M tertーブチルリチウム溶液(1. 93mL, 2. 7mmol)を-78℃で滴下し15分間攪拌した。ついで、ジメチル(パーフルオロオクチル)エチルクロロシラン(1. 80mmol)を-78℃で加えた後、反応混合物を室温まで昇温し、4時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し、化合物3を85%の収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。
- [0344] 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 21 (2H, s, Ar-H), 7. 74 (2H, s, Ar-H), 7. 30 (2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 18 (2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 07 (2H, d, J=6. 8Hz, Ar-OCH₂), 4. 95 (2H, d, J=6. 8Hz, Ar-OCH₂), 3. 1 0(6H, s, OCH₃), 2. 16-1. 95 (8H, m, CH₂CF₂), 1. 32-1. 27 (4H, m, SiC H₂), 1. 02-0. 98 (4H, m, SiCH₂), 0. 61 (12H, s, SiCH₃), 0. 37 (6H, s, Si CH₃), 0. 36 (6H, s, SiCH₃).
- [0345] 実施例54 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-ヒドロキシ}ナフチル(4)の合成

[0346] [化70]

[0347] 化合物3(0.30mmol)のジクロロメタン(10mL)及びメタノール(10mL)溶液へ、p ートルエンスルホン酸ー水和物(0.114g, 0.60mmol)を室温で加え、50℃で24時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮し、化合物4を定量的収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。

[0348] $^{1}\text{H-NMR}(400\text{MHz}, \text{CDCl}_{3}) \sigma$ 8. 23(2H, s, Ar-H), 7. 58(2H, s, Ar-H), 7. 39(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 20(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 5. 01 (2H, s, OH), 2. 13-1. 97(8H, m, CH₂CF₂), 1. 33-1. 28(4H, m, SiCH₂), 1. 04-0. 99(4H, m, SiCH₂), 0. 61(12H, s, SiCH₃), 0. 37(12H, s, SiCH₃).

[0349] 実施例55 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-トリフルオロメタンスルフォニル}ナフチル(5)の合成

[0350] [化71]

[0351] アルゴン雰囲気下、化合物4(3.70mmol)のジクロロメタン溶液(25mL)へ、トリエ チルアミン(11.1mmol)を加えた後、-78℃まで冷却した。次いでトリフルオロメタン スルホン酸無水物(11.1mmol)を滴下し、反応混合物を室温まで昇温して1時間攪 拌した。反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶 媒で溶出し化合物5を定量的収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。

[0352] 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 33(2H, s, Ar-H), 7. 72(2H, s, Ar-H), 7. 47(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 32(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 2. 05-1. 87(8H, m, CH₂CF₂), 1. 35-1. 24(4H, m, SiCH₂), 1. 05-1. 01(4H, m, SiCH₂), 0. 66(6H, s, SiCH₃), 0. 64(6H, s, SiCH₃), 0. 43(6H, s, SiCH₃), 0. 41(6H, s, SiCH₃).

[0353] 実施例56 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-メトキシカルボニル}ナフチル(6)の合成

[0354] [化72]

- [0355] アルゴン雰囲気下、化合物5(0.70mmol)、Pd(OAc)₂(15mol%)、dppp(16.5mol%)に、iPr₂NEt(0.51mL)、MeOH(1.0mL)、DMSO(2.0mL)を加えた後、反応容器をCO雰囲気下15atmに加圧し、100℃にて24時間攪拌した。反応混合物を水にあけ酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し化合物6を、70%の収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。
- [0356] ¹H-NMR(400MHz, CDCl₃) σ 8. 36(2H, s, Ar-H), 8. 29(2H, s, Ar-H), 7. 33(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 23(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 3. 50 (6H, s, CO₂CH₃), 2. 18-1. 93(8H, m, CH₂CF₂), 1. 35-1. 31(4H, m, Si CH₂), 1. 04-1. 00(4H, m, SiCH₂), 0. 53(12H, s, SiCH₃), 0. 38(12H, s

WO 2005/007622 73 PCT/JP2004/010387

, SiCH₃).

[0357] 実施例57 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-ビドロキシメチル)}ナフチル(7)の合成

[0358] [化73]

- [0359] アルゴン雰囲気下、LiAlH₄(1.30mmol)のテトラヒドロフラン溶液に、化合物6(0.44mmol)を0℃で加えた後、1時間攪拌した。反応混合物をMeOH、次いで飽和塩化アンモニウム水溶液で失活させ、ジエチルエーテルにて抽出した。無水硫酸ナトリウムにて乾燥した後、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジエチルエーテル/ヘキサン混合溶媒で溶出し化合物7を定量的収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。
- [0360] 1 H-NMR(400MHz, CDCl₃) $_{0}$ 8. 27(2H, s, Ar-H), 7 . 90(2H, s, Ar-H), 7. 33(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 10(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 43(2H, d, J=11. 6Hz, ArCH₂), 4. 14(2H, d, J=11. 6Hz, ArCH₂), 3. 20(2H, br s, OH), 2. 16-1. 98(8H, m, CH₂CF₂), 1. 34-1. 29(4H, m, SiCH₂), 1. 06-1. 01(4H, m, SiCH₂), 0. 63(12H, s, SiCH₃), 0. 37(12H, s, SiCH₂).
- [0361] 実施例58 (R)-1, 1'-ビー{4, 6-ビス(2-パーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)-2-ブロモメチル}ナフチル(8)の合成

[0362] [化74]

[0363] 化合物7(0.20mmol)のテトラヒドロフラン溶液(10mL)へ、トリフェニルホスフィン(0.315g, 1.2mmol)及び四臭化炭素(0.398g, 1.2mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応終了後、反応混合物を水にあけジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン溶媒で溶出し、化合物8を定量的収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。

[0364] ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) σ 8. 25(2H, s, Ar-H), 7. 89(2H, s, Ar-H), 7. 35(2H, dd, J=1. 2Hz, 8. 4Hz, Ar-H), 7. 09(2H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 23(4H, s, ArCH₂), 2. 17-1. 97(8H, m, CH₂CF₂), 1. 34-1. 25(4 H, m, SiCH₂), 1. 04-1. 00(4H, m, SiCH₂), 0. 64(12H, s, SiCH₃), 0. 38 (12H, s, SiCH₃).

[0365] 実施例59 スピロービスー{(R)-1, 1'ービー[4, 6ービス(2ーパーフルオロオクチルエチルジメチルシリル)]ナフチルー2, 2'ージメチル}アンモニウムブロミド(9)の合成 [0366] [化75]

[0367] 化合物8(3.15mmol)に、28%アンモニア水(0.77mL, 12.6mmol)、アセトニトリル(5mL)を加えた後、封管し、反応容器を還流下24時間攪拌した。反応混合物

を水にあけジクロロメタンで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。 。濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ジクロロメタン/メタノール混合溶媒で溶出し化合物9を、35%の収率で得た。生成物の化合物データを以下に記す。

[0368] 1 H-NMR(400MHz, CDCl $_{3}$) σ 8. 41(4H, s, Ar-H), 8. 06(4H, s, Ar-H), 7. 39(4H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 7. 25(4H, d, J=8. 4Hz, Ar-H), 4. 48 (4H, d, J=13. 6Hz, ArCH $_{2}$), 4. 26(4H, d, J=13. 6Hz, ArCH $_{2}$), 2. 20-1 . 98(16H, m, CH $_{2}$ CF $_{2}$), 1. 44-1. 40(8H, m, SiCH $_{2}$), 1. 07-1. 03(8H, m, SiCH $_{2}$), 0. 84(12H, s, SiCH $_{3}$), 0. 79(12H, s, SiCH $_{3}$), 0. 60(12H, s, SiCH $_{3}$), 0. 43(12H, s, SiCH $_{3}$).

[0369] 実施例60 化合物(9)を光学活性相間移動触媒として用いた不斉アルキル化反応と触媒回収及び触媒の再利用

[0370] [化76]

[0371] アルゴン雰囲気下、式(12)に相当する化合物(10)(0.3mmol)、及び式(1)に相当する化合物(9)(0.009mmol)のトルエン(3.0mL)溶液に、0℃でベンジルブロミド(11)(0.36mmol)を加えた。次いで、50%水酸化カリウム水溶液(1.0mL)滴下し、混合物を同温にて激しく96時間攪拌した。混合物を水(3.0mL)及びトルエン(3.0mL)で希釈した後、FC−72(パーフルオロヘキサン)(3.0mL×3)で化合物(9)を抽出した。フルオラス溶剤を減圧留去して得られた残渣(触媒として定量的に回収)は、それ以上精製せず、次の反応に再利用した。化合物(12)を主として含む粗生成物のトルエン/水混合溶液は、エーテルにて抽出後、抽出された有機相を飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムにて乾燥後に、減圧濃縮をおこない、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーに付し、アルキル化化合物12を得た。結果を表2に示す。

[0372] 実施例61

実施例60に続いて、再利用のために回収した触媒を用いて、同一の反応スケールで同一の反応操作、同一の後処理を繰り返した。結果を表2にあわせて示す。

[0373] 実施例62

実施例61に引き続いてさらに再度回収された触媒を用いて、同一の反応スケールで同一の反応操作、同一の後処理を繰り返した。結果を表2にあわせて示す。

[0374] [表2]

	触媒 9 (使用回数)	時間 (h)	収率 (%)	光学純度 (%)
実施例60	1回目	9 6	8 2	9 0
実施例61	2回目	9 6	7 9	9 2
実施例62	3回目	9 6	8 1	9 2

[0375] 実施例63、実施例64 化合物(9)を光学活性相間移動触媒として用いた不斉ア ルキル化反応

[0376] [化77]

[0377] 表3中のR-Yに示す基質を用いる以外は、実施例60と同じ方法で化合物(9)を触媒として用いた不斉アルキル化反応をおこなった。結果を表3にあわせて示す。

[0378] [表3]

	R – Y	時間 (h)	収率 (%)	光学純度 (%)
実施例63	$CH_2 = CHCH_2Br$	1 4 2	8 0	8 4
実施例64	$HC \equiv CCH_2Br$	1 4 0	8 1	9 0

[0379] 尚、各反応生成物の光学純度は、J. Am. Chem. Soc. 1999, Vol. 121, No. 2

7,6519-6520に記載の方法に従って決定した。

WO 2005/007622 78 PCT/JP2004/010387

請求の範囲

[1] 下記式(1a)で示される光学活性四級アンモニウム塩。 [化1]

[上記式(1a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²のうち少なくとも一つは 下記式(2a)

[化2]

$$R^{13}$$
 R^{14} —Si— (2 a)

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

X⁻は、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、水酸化物イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、過塩素酸イオン、又はヘキサフルオロリン酸イオンを表す。

また、二つのビナフチル部における軸不斉の組み合せは(R, R)又は(S, S)を表す。]

- [2] 式(1a)において、R¹とR⁷、R³とR⁹、R⁴とR¹⁰、R⁵とR¹¹、R⁶とR¹²が各々同一の置換基であり、R²とR⁸がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX⁻がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、又は水酸化物イオンであることを特徴とする請求項1に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [3] 式(1a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹¹、R¹²がいずれも水素原子であり、R²、R⁴、R⁸、R¹⁰がいずれも式(2a)に示される同一の置換基であり、且つX⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、又はpートルエンスルホン酸イオンであることを特徴とする請求項1に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [4] 式(1a)において、R¹とR¹、R³とR®、R⁴とR¹0、R⁵とR¹1、R⁶とR¹2が各々同一の置換基であり、R²とR®がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、X⁻が臭化物イオンであり、且つ式(2a)において、R¹3、R¹4、R¹5が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基,secーブチル基,tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項1に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [5] 下記式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩。 [化3]

[上記式(1b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²は各々独立し

て、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよいエチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよいたよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、

[化4]

$$Pf(CH2)n (2 b)$$

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化5]

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、又は炭素数5~25のアラルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

X⁻は、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、水酸化物イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、過塩素酸イオン、又はヘキサフルオロリン酸イオンを表す。

また、二つのビナフチル部における軸不斉の組み合せは(R, R)又は(S, S)を表す。]

- [6] 式(1b)において、R¹とR²、R³とR²、R⁴とR¹0、R⁵とR¹1、R⁶とR¹²が各々同一の置換基であり、R²とR³がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻がフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、pートルエンスルホン酸イオン、チオシアン化物イオン、硫酸水素イオン、又は水酸化物イオンであることを特徴とする請求項5に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [7] 式(1b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹¹、R¹²がいずれも水素原子であり、R²、R⁴、R⁸、R¹⁰がいずれも式(2c)に示される同一の置換基であり、且つX⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、又はpートルエンスルホン酸イオンであることを特徴とする請求項5に記載の光学活性四級アンモニウム塩。
- [8] 式(1b)において、 R^1 と R^7 、 R^3 と R^9 、 R^4 と R^{10} 、 R^5 と R^{11} 、 R^6 と R^{12} が各々同一の置換基であり、 X^- が臭化物イオンであり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、 R^{13} 、 R^{14} がされた R^{14} がとものが表原子がフッ素原子で置換された R^{14} の水素原子がフッ素原子で置換された R^{14} の水素原子がフッ素原子で置換された R^{15} の水素原子がフッ素原子で置換された R^{15} の大変を表現している。

であることを特徴とする請求項5に記載の光学活性四級アンモニウム塩。

[9] 下記式(3a)で示される光学活性ビナフチル化合物。 [化6]

[上記式(3a)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 は、各々独立して、水素原子、メチル基、 エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。 但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは下記式(2a)

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

Xは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、pートルエンスルホニルオキシ基を表す。ま

た、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を表す。]

- [10] 式(3a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項9に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [11] 式(3a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、Xが臭素原子であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、n一プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項9に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [12] 下記式(3b)で示される光学活性ビナフチル化合物。 [化8]

[上記式(3b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2b)、 [化9]

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す

nは、0〜4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化10]

$$Pf(CH2)n Si - (2 c)$$

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

Xは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、又はpートルエンスルホニルオキシ基を表す。

WO 2005/007622 85 PCT/JP2004/010387

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を表す。]

- [13] 式(3b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項12に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [14] 式(3b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、 R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、Xが臭素原子であり、且つ式(2c)において、nが2であり、 R^{13} 、 R^{14} がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたn-オクチル基であることを特徴とする請求項12に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [15] 請求項9乃至請求項14のいずれかに記載の式(3a)又は(3b)で示される光学活性 ビナフチル化合物にアンモニアを反応させることを特徴とする、請求項1乃至請求項 8のいずれかに記載の式(1a)又は(1b)に示される、X⁻が塩化物イオン、臭化物イオン、身化物イオン、又はpートルエンスルホン酸イオンである光学活性四級アンモニウム塩の製造方法。
- [16] 下記式(4a)で示される光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。 [化11]

$$R^3$$
 R^2 R^1 R^5 R^6 R^6 R^6 R^1 R^4 R^3 R^2 R^1 R^4 R^3 R^2 R^4 R^4 R^5 R^6 R^6

[上記式(4a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a) [化12]

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [17] 式(4a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項16に記載の光学活性 ビナフチルジヒドロキシル化合物。
- [18] 式(4a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項16に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。
- [19] 下記式(4b)で示される光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。 [化13]

[上記式(4b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい大手ル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化14]

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

WO 2005/007622 88 PCT/JP2004/010387

及び/又は下記式(2c) [化15]

$$Pf(CH2)n Si (2 c)$$

$$R14$$

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [20] 式(4b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項19に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。
- [21] 式(4b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに上記式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹ ⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする請求項19に記載の光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物。
- [22] 請求項16乃至請求項21のいずれかに記載の式(4a)又は(4b)で示される光学活性ビナフチルジヒドロキシル化合物に、ハロゲン源又はpートルエンスルホニルクロリドを反応させることを特徴とする、請求項9乃至請求項14のいずれかに記載の式(3a)又は(3b)で示される光学活性ビナフチル化合物の製造方法。
- [23] 下記式(5a)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物。 [化16]

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{1} R^{5} R^{6} R^{8} R^{9} R^{1} R^{3} R^{2} R^{1} R^{3} R^{2} R^{3} R^{2} R^{1}

[上記式(5a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、スは炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは下記式(2a) [化17]

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [24] 式(5a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項23に記載の光学活性 ビナフチルジエステル化合物。
- [25] 式(5a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式

(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、フェニル基、からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項23に記載の光学活性ビナフチルジェステル化合物。

[26] 下記式(5b)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物。 [化18]

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{1} R^{5} R^{6} R^{6} R^{6} R^{5} R^{6} R^{6} R^{7} R^{1} R^{3} R^{2} R^{2} R^{1} R^{3} R^{2} R^{2}

[上記式(5b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化19]

$$Pf(CH2)n (2 b)$$

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の

WO 2005/007622 91 PCT/JP2004/010387

直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化20]

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [27] 式(5b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項26に記載の光学活性ビナフチルジエステル化合物。
- [28] 式(5b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする請求項26に記載の光学活性ビナフチルジエステル化合物。

- [29] 請求項23乃至請求項28のいずれかに記載の式(5a)又は(5b)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物に、水素アニオンを反応させることを特徴とする請求項16乃至請求項21のいずれかに記載の式(4a)又は(4b)で示される化合物の製造方法。
- [30] 下記式(6a)で示される光学活性ビナフチル化合物。 [化21]

[上記式(6a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a) [4比22]

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)

WO 2005/007622 93 PCT/JP2004/010387

で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [31] 式(6a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項30に記載の光学活性 ビナフチル化合物。
- [32] 式(6a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項30に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [33] 下記式(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物。 [化23]

[上記式(6b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよいエチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換さ

れていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。 但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化24]

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化25]

Pf(CH₂)_n—Si— (2 c)
$$R^{14}$$

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

[34] 式(6b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに

式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項33に記載の光学活性ビナフチル化合物。

- [35] 式(6b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする請求項33に記載の光学活性ビナフチル化合物。
- [36] 請求項30乃至請求項35のいずれかに記載の式(6a)又は(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物に、パラジウム触媒及び有機塩基の存在下、一酸化炭素及びメタノールを反応させることを特徴とする、請求項23乃至請求項28のいずれかに記載の式(5a)又は(5b)で示される光学活性ビナフチルジエステル化合物の製造方法。
- [37] 下記式(7a)で示される光学活性ビナフトール化合物。 [化26]

$$R^3$$
 R^2 R^1 R^5 R^6 R^6 R^6 R^1 R^4 R^3 R^2 R^1 R^3 R^2 R^3 R^2 R^3 R^2

[上記式(7a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数5~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、スは炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a) [化27]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [38] 式(7a)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項37に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [39] 式(7a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項37に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [40] 下記式(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物。 [化28]

[上記式(7b)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子

、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよいエチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化29]

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化30]

$$Pf(CH2)n Si - (2 c)$$

$$R13$$

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [41] 式(7b)において、 R^1 、 R^3 、 R^5 、 R^6 がいずれも水素原子であり、且つ R^2 、 R^4 がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項40に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [42] 式(7b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする請求項40に記載の光学活性ビナフトール化合物。
- [43] 請求項37乃至請求項42のいずれかに記載の式(7a)又は(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物に、トリフレート化剤を反応させることを特徴とする請求項30乃至請求項35のいずれかに記載の式(6a)又は(6b)で示される光学活性ビナフチル化合物の製造方法。
- [44] 下記式(8a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。 [化31]

[上記式(8a)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分

岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a) 「化32]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [45] 式(8a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項44に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [46] 式(8a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに上記式(2a)に示される同一の置換基であり、且つ上記式(2a)において、R¹³、R¹⁴、R¹ ⁵が各々独立して、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基,secーブチル基、tertーブチル基、nーオクチル基、及びフェニル基からなる群より選ばれる置換基であることを特徴とする請求項44に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [47] 下記式(8b)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。 [化33]

WO 2005/007622 100 PCT/JP2004/010387

[上記式(8b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数1~18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~20のアリール基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基、又はフッ素で置換されていてもよい炭素数5~35のアラルキル基を表す。

但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化34]

$$Pf(CH2)n (2b)$$

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c) [化35]

$$Pf(CH2)n Si (2 c)$$

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [48] 式(8b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、且つR²、R⁴がともに式(2c)に示される同一の置換基であることを特徴とする請求項47に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [49] 式(8b)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であり、R²、R⁴がともに式(2c)に示される同一の置換基であり、且つ式(2c)において、nが2であり、R¹³、R¹⁴がともにメチル基であり、Pfがすべての水素原子がフッ素原子で置換されたnーオクチル基であることを特徴とする請求項47に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [50] 請求項44乃至請求項49のいずれかに記載の式(8a)又は(8b)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物に酸を作用させることを特徴とする請求項37乃至請求項42のいずれかに記載の式(7a)又は(7b)で示される光学活性ビナフトール化合物の製造方法。
- [51] 下記式(9a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。 [化36]

WO 2005/007622 102 PCT/JP2004/010387

[上記式(9a)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、メチル基、エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~35のアラルキル基、スは炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは下記式(2a) [化37]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

(上記式(2a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。)で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

- [52] 式(9a)において、R¹、R³、R⁵、R⁶がいずれも水素原子であることを特徴とする請求 項51に記載の光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物。
- [53] 請求項51又は請求項52に記載の式(9a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物にアルキルリチウムを作用させた後、引き続き下記式(10a)

WO 2005/007622 103 PCT/JP2004/010387

[化38]

(上記式(10a)中、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、 炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖 の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しく は環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリー ル基、炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表 す。)

で示されるシリルクロリドを作用させることを特徴とする請求項44乃至請求項46のいずれかに記載の式(8a)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物の製造方法。

[54] 下記式(9b)

[化39]

[上記式(9b)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、フッ素で置換されていてもよいメチル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、フッ素で置換されていてもよい炭素数3~18の

WO 2005/007622 104 PCT/JP2004/010387

数1-18のアルコキシ基、フッ素で置換されていてもよい炭素数5-20のアリール基 、フッ素で置換されていてもよい炭素数5-35のアラルキル基、又はフッ素で置換さ れていてもよい炭素数5-35のヘテロアラルキル基を表す。

但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 のうち少なくとも一つは、下記式(2b)、 [化40]

$$Pf(CH_2)_n - (2b)$$

(上記式(2b)中、Pfは、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~20のアリール基、水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のアラルキル基、又は水素原子がすべてフッ素原子で置換された炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表す。)

及び/又は下記式(2c)

[化41]

(上記式(2c)中、Pf、nは各々上記式(2b)に示す定義と同じである。

R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基、又は上記式(2b)に示す置換基を表す。)

で示される置換基を表す。

ウムを作用させた後、引き続き下記式(10c)

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。] で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物に、アルキルリチ

[42]

[上記式(10c)中、R¹³、R¹⁴、Pf、nは、Pfは炭素数2~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルキニル基、炭素数5~20の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアルキニル基、炭素数5~20の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアリール基、炭素数5~25の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたアラルキル基、炭素数5~25の水素原子がすべてフッ素原子で置換されたヘテロアラルキル基を表す。nは、0~4までの整数を表し、R¹³、R¹⁴は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数5~20のアリール基、炭素数5~25のアラルキル基、炭素数5~25のヘテロアラルキル基、又は上記式(2b)に示す置換基を表す。]

を作用させることを特徴とする請求項47乃至請求項49のいずれかに記載の式(8b)で示される光学活性ビナフチルビスメトキシメチルエーテル化合物の製造方法。

[55] 下記式(11a)

[化43]

「上記式(11a)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 は各々独立して、水素原子、メチル基、 エチル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3 ー18の直鎖の、分岐した若しくは環式のヘテロアルキル基、炭素数3ー18の直鎖の 、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは 環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、 炭素数5~35のアラルキル基、又は炭素数5~35のヘテロアラルキル基を表す。 但し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも一つは下記式(2a)

[化44]

$$R^{13}$$
 R^{14}
 Si
 R^{15}
(2 a)

(上記式(2a)中、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} は各々独立して、メチル基、エチル基、ビニル基、炭 素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~18の直鎖の 、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~18の直鎖の、分岐した若しくは 環式のアルキニル基、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数5~20のアリール基、 炭素数5~25のアラルキル基、又は炭素数5~25のヘテロアラルキル基を表す。) で示される置換基を表す。

また、ビナフチル部における軸不斉は(R)又は(S)を示す。]

で示される光学活性ビナフトール化合物に、酸捕捉剤の存在下又は塩基処理による ビナフトキシド形成後、クロロメチルメチルエーテルを作用させることを特徴とする請 求項51又は請求項52に記載の式(9a)に示す光学活性ビナフチルビスメトキシメチ ルエーテル化合物の製造方法。

[56] 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の式(1a)又は(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の存在下、下記式(12) [化45]

$$R^{16}$$
 R^{17}
 N
 A
 R^{18}
 (12)

[上記式(12)中、 R^{16} 、 R^{17} は水素原子、又はハロゲンで置換されていてもよい炭素数5~10のアリール基を表す。

但し、R¹⁶及びR¹⁷は同時に水素原子となることはない。

R¹⁸は炭素数1~6の直鎖の、分枝した又は環状のアルキル基を表す。

Aは酸素原子、又は1つの水素原子と結合した窒素原子を示す。] で示されるグリシンエステル又はアミドのシッフ塩基を、下記式(13) [化46]

$$R^{19}$$
—Y

[上記式(13)中、R¹⁹は炭素数1~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキル基、炭素数3~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルケニル基、炭素数3~10の直鎖の、分岐した若しくは環式のアルキニル基、又はハロゲン原子で核が1~15置換されていてもよい炭素数5~25のアラルキル基を表す。

Yは、塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子を示す。]

で示されるハロゲン化アルキルと無機塩基の存在下、二相の溶液中で反応させ、下記式(14)

[化47]

$$R^{16} R^{19}$$
 $R^{17} N^{*} A R^{18}$
 (14)

WO 2005/007622 108 PCT/JP2004/010387

[上記式(14)中、R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹、Aは上記と同じ定義である。また、*部の不斉 炭素の立体配置は(R)又は(S)を示す。]

で示される化合物を立体選択的に製造する方法。

- [57] 水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤、有機溶剤、及び水の3相を含んでなる溶液中、反応を実施することを特徴とする請求項56に記載の製造方法。
- [58] 有機溶剤、水、有機溶剤-水混合溶剤、及び/又は水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤を用い、請求項5乃至請求項8のいずれかに記載の式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の含有物から、式(1b)で示されるアンモニウム塩を分層することを特徴とする光学活性四級アンモニウム塩の回収方法。
- [59] 請求項5乃至請求項8のいずれかに記載の式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の存在下、請求項56に記載の製造方法によって式(14)で示される化合物を製造した後、式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩を含有する反応混合物から、有機溶剤、水、有機溶剤ー水混合溶剤、及び/又は水素原子がフッ素原子で置換された有機溶剤を用いて、式(1b)で示されるアンモニウム塩を分層することを特徴とする式(1b)で示される光学活性四級アンモニウム塩の回収方法。
- [60] フッ素原子で置換された有機溶剤として、水素原子がフッ素原子で置換されたへキ サンを用いることを特徴とする請求項59に記載の回収方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

	PCT/UP20	004/01038/
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07F7/10, 7/08, 7/12, C07C249/02, 251/2 B01J31/02, 31/28	24, C07D487/10	,
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and	d IPC	
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbol Int.Cl ⁷ C07F7/10, 7/08, 7/12, C07C249/02, 251/3 B01J31/02, 31/28	ols) 24, C07D487/10	,
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documentation the extent that the extent that such documentation the extent that su		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, who CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)	ere practicable, search ter	ms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the r		Relevant to claim No.
A OOI, Takashi et al., Design of N-Spiro C2-Symmetric Chiral Quaternary Ammonium Bromides as Novel Chiral Phase-Transfe Catalysts: Synthesis and Application t Practical Asymmetric Synthesis of α-Am Acids, Journal of the American Chemica Society, 2003, Vol.125, No.17, pages 5139 to 5151 X MAILLARD, David et al., Chiral perfluo	n r o ino l	1-60 30-35,37-43
analogues of MOP. Synthesis and Applic in catalysis, Tetrahedron: Asymmetry, Vol.13, No.13, pages 1449 to 1456, Sch 1, 2	2002,	
	nt family annex.	
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance the princip	ot in conflict with the application in the or theory underlying the interest of the orthogonal transfer in the orthogonal transfe	rnational filing date or priority ation but cited to understand evention laimed invention cannot be
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when	d novel or cannot be consid the document is taken alone	lered to involve an inventive
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document		step when the document is documents, such combination e art
20 January, 2005 (20.01.05) 08 Fe	g of the international sear ebruary, 2005	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized of	ficer	
Facsimile No. Telephone No Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/010387

C (Continuation).			
	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
	JP 2002-356454 A (Japan Science and Tech Corp.), 13 December, 2002 (13.12.02), Par. Nos. [0040] to [0067] (Family: none)	nology	37-42,44-50 51-55
X Y	YAMASHITA, Yasuhiro et al., Highly anti- Selective Asymmetric Aldol Reactions Usin Chiral Zirconium Catalysts. Improvement of Activities, Structure of the Novel Zircon Complexes, and Effect of a Small Amount of Water for the Preparation of the Catalyst Journal of the American Chemical Society, 2002, Vol.124, No.13, pages 3292 to 3302, Scheme 2, 3	of nium of cs,	37-42,44-50 51-55
Y	TIAN, Yuan et al., An asymmetric catalyticarbon-carbon bond formation in a fluoron biphasic system based on perfluoroalkyl-BINOL, Tetrahedron Letters, 2000, Vol.41, No.45, pages 8813 to 8816, Scheme 1	ıs	51-55

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IP	C)) .
Int. Cl. 7 C07F7/10, 7/08, 7/12, C0 // C07B53/00, C07M7:00	7C249/02, 251/24, C07D487/10, B01J31/02, 31/28
B. 調査を行った分野	
間査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))	
Int. Cl. 7 C07F7/10, 7/08, 7/12, C0	7C249/02, 251/24, C07D487/10, B01J31/02, 31/28
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれる	ħΦ
国際調査で使用した電子データベース (データベース	の名称、調査に使用した用語)
CADI LIG (CONT) - PEG TOMBU (CONT)	
CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)	·
	<u>.</u>
C. 関連すると認められる文献	
引用文献の	関連する
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関	連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号
· · ·	
A 001, Takashi et al.,	1–60
Design of N-Spiro C ₂ -Symmetr	ic Chiral Quaternary Ammonium
Bromides as Novel Chiral P	hase-Transfer Catalysts:
Synthesis and Application	to Practical Asymmetric Synthesis
of α -Amino Acids,	1
Journal of the American Che	mical Society,
2003, Vol. 125 No. 17, p. 513	9–5151
_	
図 C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準	を示す「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
	出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際 以後に公表されたもの	出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献	の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
日若しくは他の特別な理由を確立するために引	
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎とな	る出願 「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日
. 20.01.2005	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 H 9 0 4 9
郵便番号100-8915	本堂裕司
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3443
L	•

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	MAILLARD, David et al., Chiral perfluorous analogues of MOP. Synthesis and applications in catalysis, Tetrahedron: Asymmetry, 2002, Vol. 13 No. 13, p. 1449-1456 Scheme 1,2	30-35, 37-43
X Y	JP 2002-356454 A (科学技術振興事業団) 2002.12.13 (ファミリーなし) [0040]~[0067]	37-42, 44-50 51-55
X Y	YAMASHITA, Yasuhiro et al., Highly anti-Selective Asymmetric Aldol Reactions Using Chiral Zirconium Catalysts. Improvement of Activities, Structure of the Novel Zirconium Complexes, and Effect of a Small Amount of Water for the Preparation of the Catalysts,	37-42, 44-50 51-55
·	Journal of the American Chemical Society, 2002, Vol. 124 No. 13, p. 3292-3302 Scheme 2, 3	
Y	TIAN, Yuan et al., An asymmetric catalytic carbon-carbon bond formation in a fluorous biphasic system based on perfluoroalkyl-BINOL, Tetrahedron Letters, 2000, Vol. 41 No. 45, p. 8813-8816 Scheme 1	51-55
		,
		·

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.